PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-100102

(43)Date of publication of application: 13.04.2001

(51)Int.Cl.

G02B 21/00 GD2B 21/06

(21)Application number: 10-097924

(71)Applicant: JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY

CORP OLYMPUS OPTICAL CO LTD

(22)Date of filing:

09.04.1998

(72)Inventor: IKETAKI YOSHINORI

FUJII MASAAKI

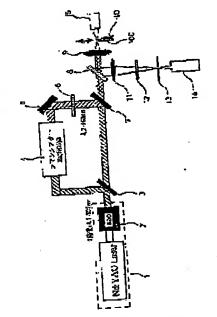
OMATSU TAKASHIGE

(54) MICROSCOPIC SYSTEM

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a new microscopic system capable of condensing erase light for exciting a molecule in a 1st electronic exciting state to a 2nd electronic exciting state by using a simple and compact optical system in excellent beam profile, making stability and operability high and having excellent super resolution.

SOLUTION: This system is equipped with the light source of wavelength $\lambda 1$ light for exciting the molecule from a base state to the 1st electronic exciting state, the light source of wavelength \(\lambda 2 \) light for exciting the molecule in the 1st electronic exciting state to the 2nd electronic exciting state or a higher electronic exciting state, a condensing optical system condensing the wavelength $\lambda 1$ light and the wavelength $\lambda 2$ light on an adjusted sample, and a superposing means for partially superposing an irradiation area by the wavelength $\lambda 1$ light and an irradiation area by the wavelength $\lambda 2$ light



on the adjusted sample. By radiating the wavelength $\lambda 1$ light and the wavelength $\lambda 2$ light through the superposing means, a light emitting region in the case of de-exciting the molecule from the 1st electronic exciting state to the base state is restrained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.05.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

3350442 13.09.2002

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本園特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開200i-100102 (P2001-100102A)

(43)公開日 平成13年4月13日(2001.4.13)

デーマコート*(参考) FΙ 館別配号 2H052 (51) Int Cl. C 0 2 B 21/00 G02B 21/00 21/06 21/06

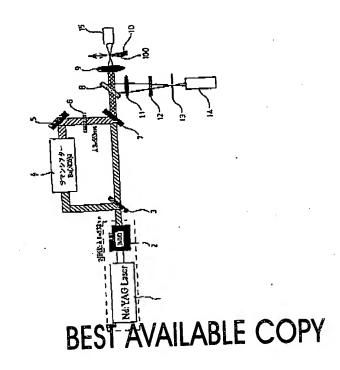
前求項の数51 OL (全 37 頁) 客查請求 有 (71) 出頃人 396020800 特顯平10-97924 (21) 出顧番号 科学技術振興事業间 均玉界川口市本町4丁目1番9号 平成10年4月9日(1998.4.9) (71) 出願人 000000376 (22) 出版日 オリンパス光学工業株式会社 東京都設谷区幅ヶ谷2 丁目43番2号 (72)発明者 池滩 慶和 東京都青梅市河辺町4-21-5 カザヴェ 一儿河辺206 (72)発明者 薜井 正明 神奈川県横浜市育葉区みたけ台25-43 (74)代理人 100093230 退終頁に続く

(54) 【完明の名称】 頭微鏡システム

(修正有) (57)【要約】

【課題】 第一電子励起状態の分子を第二電子励起状態 へ励起させるイレース光を、簡単でコンパクトな光学系 を用いて、優れたビームプロファイルで集光させること ができ、安定性および操作性が高く、優れた超解機性を 有する、新しい顕微鏡システムを提供する。

【解決手段】 分子を基底状態から第一電子励起状態へ 励起させる波長 λ 1 光の光源と、第一電子励起状態の分 子を第二電子励起状態またはより高い電子励起状態へ励 起させる波長み2光の光源と、波長み1光と波長み2光 とを調整された試料上に第光させる集光光学系と、調整 された試料上における波長入1光の照射領域および波長 λ 2 光の照射領域を一部分重ね合わせる重ね手段とを備 え、重ね手段を介して波長入1光と波長入2光とを照射 することにより、分子が第一電子励起状態から基底状態 へ脱励起する際の発光の領域を抑制する。



٠.

!(2) 001-100102 (P2001-100102A)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 調整された試料と顕微鏡本体とを備えた 顕微鏡システムであって、

調整された試料は、少なくとも基底状態を含め3つの電 子状態を有し、その第一電子励起状態から第二電子励起 状態への励起波長帯域が、第一電子圆起状態から基底状 態の振動準位に蛍光過程により脱励起する際の蛍光波長 帯域と重複している分子により染色されたものであり、

顕微鏡本体は、 分子を基底状態から第一電子励起状態へ励起させる波長 λ1光の光源と、

第一電子励起状態の分子を第二電子励起状態またはより 高い電子励起状態へ励起させる波長入2光の光源と、 波長入1光と波長入2光とを調整された試料上に集光さ

せる集光光学系と、 調整された試料上における波長入1光の照射領域および 波長入2光の照射領域を一部分里ね合わせる重ね手段

励起された分子が基底状態へ脱励起する際の発光を検出 する発光検出器とを備え、

重ね手段を介して波長入1光と波長入2光とを照射する ことにより、分子が第一電子励起状態から基底状態へ脱 励起する際の発光の領域を抑制するものであることを特 徴とする光学顕微鏡システム。

【請求項2】 調整された試料と顕微鏡本体とを備えた **顕微鏡システムであって、**

調整された試料は、少なくとも基底状態を含め3つの電 子状態を有する分子により染色されたものであり、

顕微鏡本体は、 分子を基底状態から第一電子励起状態へ励起させる波長 λ1光の光源と、

第一電子励起状態の分子を第二電子励起状態またはより 高い電子励起状態へ励起させる波長入2光の光源と、 波長入 1光と波長入 2光とを調査された試料上に集光さ

せる集光光学系と、 調整された試料上における波長入1光の照射領域および 波長入 2光の照射領域を一部分重ね合わせる重ね手段

٤, 励起された分子が基底状態へ脱励起する際の発光を検出 する発光検出器とを備え、

建ね手段を介して波長入1光と波長入2光とを照射する ことにより、分子が第一電子励起状態から基底状態へ脱 励起する際の発光の領域を抑制するものであり、

波長入 2光を集光して得られるビームが、その光軸と直 交する面内で、光袖に関する対称位置においてπだけ位 相がずれた位相分布を有していることを特徴とする顕微 鋭システム。

【 請求項3 】 調整された試料と顕微鏡本体とを備えた 顕微鏡システムであって、

調整された試料は、少なくとも基底状態を含め3つの電

子状態を有し、その第一電子励起状態から第二電子励起 状態への励起液長帯域が、第一電子励起状態から基底状 寇の振動準位に蛍光過程により脱励起する際の蛍光波長 帯域に重複している分子により染色されたものであり、 顕敞鏡本体は、

分子を基底状態から第一電子励起状態へ励起させる波長 入1光の光源と、

第一電子励起状態の分子を第二電子励起状態またはより 高い電子励起状態へ励起させる波長入2光の光源と、 波長入1光と波長入2光とを能整された試料上に集光さ せる集光光学系と、

調整された試料上における波長入1光の照射領域および 波長入2光の照射領域を一部分重ね合わせる重ね手段

励起された分子が基底状限へ脱励起する際の発光を検出 する発光検出器とを備え、

重ね手段を介して波長入1光と波長入2光とを照射する ことにより、分子が第一電子励起状態から基底状態へ脱 励起する際の発光の領域を抑制するものであり、

波長入2光を集光して得られるビームが、その光軸と直 交する面内で、光軸に関する対称位置においてπだけ位 相がずれる位相分布を有していることを特徴とする顕微 鎖システム。

【請求項4】 第一電子励起状態から第二電子励起状態 への励起波長帯域と基底状態から第一電子励起状態への 励起波長帯域とが異なる請求項1ないし3のいずれかの 顕微鏡システム。

【請求項5】 分子が、六員環を一つまたは複数含む分 子である請求項1ないし4のいずれかの顕微鏡システ

【論求項6】 六員環が、ベンゼン環またはアリン塩基 である請求項5の顕微鏡システム

【韶求項7】 分子が、六昌環誘導体を一つまたは複数 含む分子である請求項1ないし4のいずれかの顕微鏡シ ステム・

【請求項8】 六員環務等体が、ベンゼン誘導体または プリン誘導体である許求項7の顕微鏡システム。

【請求項9】 分子が、キサンチン系分子、ローダミン 茶分子、オキサンジン系分子、シアニン系分子、クマリ ン系分子、オキサーゾール系分子、オキサジアゾール系 分子、スチルペン系分子のいずれかである諸求項5ない し8のいずれかの顕微鏡システム。

【請求項10】 分子が、以下の分子のいずれかである 請求項9の顕微鏡システム。2,2''-Dimethyl-p-terphen y1: P-terphenyi(PTP): 3.3',2'',3'''-Tetramethyi-Pquaterphenyl: 2.2'''-Dimethyl-P-quaterphenyl: 2-Me thyl-5-t-butyl-p-quaterphenyl: 2-(4-Biphenylyl)-5-(4-t-butylphenyl)-1.3,4-oxiazol(BPBD-365):2-(4-Bip henylyl)-phenyl-1.3,4-oxadiazol: 2,5,2'''.5'''-T etramethyl-p-quinquephenyl: 3,5.3'''.5'''-Tetra÷ .

!(3) 001-100102 (P2001-100102A)

t-butyl-p-quinquephenyl: 2.5-Diphenyloxazol: 2,5-Diphenylfuran: PQP(p-Quanterphenyl): 2.5-Bis-(4-bi phenylyl)-1,3.4-oxadiazol: p-Quaterphenyl-4,4'''-d isulfonicacid Disodiumsalt: p-Quaterphenyl-4,4'''disulfonicacid Dipotassiumsalt: 4,4""-Bis-(2-buty loctyloxy)-p-quanterphenyl: 3.5,3''',5'''-Tetrabutyl-p-sexiphenyl: 2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazol: 2-(4-Biphenylyl)-6-phenylbenzoxazotetrasulfonicac id Potassium Salt: 2-(4-Biphenylyl)-6-phenylbenzox azol-1.3: 4,4'-Diphenylstilbene: [1.1'-Biphenyl]-4 -sulfonic acid, 4,4"-1,2-ethene-divlbis-.dipotassi um sait: 2,5-Bis-(4-biphenyly1)-oxazoi: 2,2'-((1, 1'-Biphenyl)-4,4'-diyldi-2,1-ethenediyl)-bis-benze nesulfonic acid Disodium Salt: 7-Amino-4-methylcar bostyryl: 1,4-Di(2-(5-phenyloxazoly))benzene;7-Hyd roxy-4-methylcoumarin: p-Bis(o-methylstyryl)-benze ne: Benzofuran.2,2'-[1,1'-biphenyl]-4.4'-diyl-bistetrasulfonic-acid: 7-Dimethylanino-4-methylquinol om-2: 7-Amino-4-methylcoumarin: 2-(p-Dimethylamino styryl)-pyridylmethyllodide: 7-Diethylaminocoumaru n: 7-Diethylamino-4-methylcoumarin: 2,3,5,6-1H,4H-Tetrahydro-8-methylqinolizino-[9,9a,1-gh]-commari n: 7-Diethylamino-4-trifluormethylcoumarin: 7-Dime thylamino-4-trifluornethylcoumarin: 7-Amino-4-trif luormethylcoumarin: 2,3.5,6-1H,4H-Tetrahydroquinol izino-(9,9a,1-gh)-counarin: 7-Ethylamino-6-methyl-4-trifluormethylcoumarin: 7-Ethylamino-4-trifluorm ethylcoumarin: 2.3,5,6-1H,4H-Tetrahydro-9-carboeth oxyquinolizino-(9,9a,1-gh)coumarin: 2.3,5,6-1H,4H-Tetrahydro-9-(3-pyridy1)-quinolizino-(9,9a,1-gh)co umarin: 3-(2'-N-Methylbenzimidazolyl)-7-N,N-diethy laminocoumarin: 2,3,5,6,-1H,4H-Tetrahydro-9-acetyl quinolizino-(9,9a,1-gh)coumarin: N-Mety]-4-trifluo rmethylplperidino-[3,2-g]-commarin: 2-(p-Dimethyla minostyryl)-benzothiazolylethyl Iodide: 3-(2'-Benz imidazolyi)-7-N.N-diethylaminocoumarin: Brillants ulfaflavin: 3-(2'-Benzothiazolyl)-7-diethytaminoco umarin: 2.3.5.6-1H,4H-Tetrahydro-8-trifluormethylq uinolizino-[9,9a,1-gh]coumarin: 3,3'-Diethyloxacar bocyanine Iodide: 3,3'-Dimethyl-9-ethylthiacarbocy anine Iodide: Disodium Fluorescein (Uranin): 9-(o-Carboxypheny1)-2,7-dichloro-6-hydroxy-3H-xanthen-3 -on2.7-Dichlorofluorescien · Fluorescein 548: Fluor ol 555(Fluorol 7GA): o-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen -9-y1)-benzonic acid(Rhodamine 560): Benzoic Acid, 2-[6-(ethylamino)-3-(ethylimino)-2,7-dimethyl-3H-xanthen9-y1], perchlorate (Rhodamine 575): Benzonic Ac id, 2-(6-(ethylamino)-3-(ethylimino)-2.7-dimethyl-3 X-xanthen-9-y1), ethyl ester, monohydrochloride (Rhod amine 590): 1.3'-Diethyl-4,2'-quinolyloxacarbocyan

ine lodide: 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine Iodid: 2-(6-(Diethylamino)-3-(ethylamino)-3H-xanthen-9-y i)benzonic acid(Rhodamine 610): Ethanaminium, N-((6 -diethylamino)-9-(2,4-disulfophenyl)-3H-xanthen-3ylidene)-N-ethylhydroxid,inner salt,sodium salt: M alachit Green: 3.3'-Diethylthiacarbocyanine Iodid e: 1,3'-Diethyl-4,2'-quinolythiacarbocyaninelodid e: 8-(2-Carboxyphenyl)-2,3,5,6,11,12,14,15-octahyd ro-1H.4H, 10H, 13H-diquinolizino(9,9a,1-bc:9',9a',1hi]xanthylium Perchlorate(Rhodamine 640): 4-Dicyan methylene-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-py ran: 3,3'-Diethyloxadicarbocyanine Iodide: 8-(2,4-Disulfophenyl)-2,3,5,6,11,12,14,15-octahydro-1H,4 H, 10H, 13H-diquinolizino[9,9a,1-bc:9',1-hi] xanthene (Sulforhodamine 640): 5,9-Diaminobenzo(a)phenoxazo nium Percrorate: 9-Diethylamino-5H-benzo(a)phenoxa zin-5-one: 5-Amino-9-diethylimino(a)phenoxazoniumP erchlorate: 3-Ethylamino-7-ethylimino-2,8-dimethyl phenoxazin-5-lum Perchorate: 8-(Trifluoromethyl)-2,3,5.6,11,12,14,15-octahydro-1H,4H,10H,13H-diquin olizino[9,9a,1-bc:9',9a,1-hi]xantbylium Perchlorat e: 1-Bthyl-2-(4-(p-Dimethylaminophenyl)-1,3-butadi enyi)-pyridinium Perchlorate: Carbazine 122: 9-Eth ylamino-5-ethylimino-10-methyl-5H-benzo(a)phenoxaz onium Perchlorate: 3-Diethylamino-7-diethyliminoph enoxazonium Perchlorate: 3-Diethylthiadicarbocyani ne Iodide: Oxazine 750: 1-Ethyl-4-(4-(p-Dimethylam inophenyl)-1,3-butadienyl)-pyridininum Perchlorat e: 1.1',3,3,3'.3'-Hexamethylindodicarcyanine Iodid e: 1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyanine Iodide: 2-(4-(p-Dimethylaminophenyl)-1,3-butadienyl)-1,3,3-trimeth yl-3H-indolium Perchlorate: 2-(4-(p-Dimethylaminop henyl)-1.3-butadienyl)-3-ethylbenzothoazolium Perc hlorate: 1.1'-Diethyl-2.2'-dicarbocyanine Iodide: 1-Ethyl-4-(4-(9-(2.3,6.7-tetrahydro-1H.5H-benzo(1. j)-chinolinozinium))-1,3-butadienyl)-pyridinium Pe rchlorate: 3,3'-Dimethyloxatricarbocyanine Yodide: 1-Ethyl-4-(4-(p-Dimethylaminophenyl)-1,3-butadien yl)-quinolinium Perchlorate: 8-Cyano-2,3.5,6.11.1 2, 14, 15-octahydro-1H, 4H, 10H, 13H-diquinolizino(9,98 1-bc:9a',1-hi]xanthylium Perchlorate(Rhodamine 80 0): 2-(6-(4-Dimethylaminophenyl)-2,4-neopentylene-1,3,5)-3-methylbenzothiazolium Perchlorate: 1,1°, 3,3,3',3'-Hexamethylindotricarbocyanine Iodide: IR 125: 3.3'-Diethylthiatricarbocyanine Iodide: IR14 4: 2-(6-(9-(2,3,6.7-Tetrahydro-1H,5H-benzo(i,j)-ch inolizinium))-2.4-neopentylene-1.3,5-hexatrienyl)-3-methyllbenzothiazolium Perchlorate: 3,3'-Diethyl -9.11-neopentylenethiatricarbocyanine Iodide: 1, 1'.3,3.3'3'-Hexamethyl-4,4'.5,5'-dibenzo-2,2'-indo

!(4) 001-100102 (P2001-100102A)

tricarbocyanine Iodide: 3.3'-Diethyl-4.4', 5,5'-dlbe nzothiatricarbocyanine Iodide: 1,2'-Diethyl-4,4'-d icarbocyanine Iodide: IR140: 2-(8-(4-p-Dimethylami nophenyl)-2,4-neopentylene-1.3,5,7-octatetraenyl)-3-methylbenzothiazolium Perchlorate: IR132: 2-(8-(9-(2,3,6,7-Tetrahydro-1H.5H,benzo(i,j)chinolizini um))-2.4-neopentylene-1,3,5,7-octatetraenyl)-3-met

hylbenzothiazolium Perchlorate: IR26: IR5 (請求項11] 波長入1光を集光して得られるビーム の光軸と波長入2光を集光して得られるビームの光軸と が同軸である請求項1ないし10のいずれかの顕微鏡シ ステム。

【請求項12】 波長入2光を集光して得られるビームが、その光軸と直交する面内において、光軸の周りを1回転したときに0から2πまで連続的に変化する位相分布を有している請求項1ないし11のいずれかの顕微鏡システム。

【諸求項13】 波長入2光を集光して得られるビームが、その光軸と直交する面内において、該光軸の周りを 1回転したときに0から2πまで不連続的に変化する位相分布を有している諸求項1ないし11のいずれかの顕微鏡システム。

【請求項14】 波長入2光を集光して得られるビームが、ベッセルビームである請求項1ないし13のいずれかの顕微鏡システム。

【請求項15】 ベッセルビームが、一次のベッセルビームである請求項14の顕微鏡システム。

【請求項16】 波長入2光を集光して得られるビームが、ガウス型、ラゲール型またはエルミート型のいずれかの発振モードを持つレーザービームである請求項1ないし13のいずれかの顕微鏡システム。

【請求項17】 波長入1光の光源として、気体レーザー、固体レーザーまたは半導体レーザーのいずれかが備えられている請求項1ないし16のいずれかの顕微鏡システム。

【請求項18】 気体レーザー、固体レーザーまたは半 導体レーザーのいずれかの発振波長が、波長入1である 請求項17の顕微鏡システム。

【請求項20】 気体レーザー、固体レーザーまたは半 等体レーザーのいずれかの発振波長とその高調波との和 周波または急周波が、波長入1である詰求項17の顕微 鏡システム。

【請求項21】 波長入2光の光源として、気体レーザー、固体レーザーまたは半導体レーザーのいずれかが備えられている請求項1ないし20のいずれかの顕微鏡システム。

【
甘水項22】
気体レーザー、
固体レーザーまたは半

等体レーザーのいずれかの発振波長が、波長 λ 2 である 請求項 2 1 の関磁鏡システム。

【請求項23】 気体レーザー、固体レーザーまたは半 等体レーザーのいずれかの発振液長の高調波が、波長入 2である請求項21の顕微鏡システム。

【請求項25】 気体レーザーが、エキシマレーザー、 網蒸気レーザー、アルゴンレーザー、He-Neレーザ ー、CO₂ レーザー、He-Cdレーザーまたは窒素レ ーザーのいずれかである請求項17ないし24のいずれ かの顕微鏡システム。

【請求項26】 気体レーザーが、モードロック型である請求項25の顕微鏡システム。

【請求項27】 固体レーザーが、Nd:YAGレーザー、Tiサファイヤレーザー、YLFレーザーまたはルビーレーザーのいずれかである請求項17ないし24のいずれかの顕微鏡システム。

【請求項28】 固体レーザーが、半導体レーザー励起型である請求項27の顕微鏡システム。

【請求項29】 固体レーザーが、モードロック型である請求項27または28の顕微鏡システム。

【請求項30】 顕微鏡本体が、気体レーザー、固体レーザーまたは半導体レーザーからのレーザー光の波長変換を行うための非線形媒質または波長変調素子を、一つまたは複数有している請求項17ないし29のいずれかの顕微鏡システム。

【請求項31】 非線形媒質または波長変調素子が、非 線形結晶である請求項30の顕微鏡システム。

【請求項33】 波長入1光が、気体レーザーまたは固 定レーザーの基本液を非線形媒質または波長変調素子で 波長変調したものである請求項30ないし32のいずれ かの顕微鏡システム。

【請求項34】 波長入1光が、気体レーザーまたは固定レーザーの高調液を非線形採質または波長変調素子で波長変調したものである請求項30ないし32のいずれかの類徴鎖システム。

【請求項35】 波長入2光が、気体レーザーまたは固体レーザーの基本波を非線形態質または波長変調素子で 波長変調したものである請求項30ないし34のいずれかの顕微鏡システム。

【請求項36】 波長入2光が、気体レーザーまたは固体レーザーの高調波を非線形媒質または波長変調素子で波長変調したものである請求項30ないし34のいずれかの顕微鏡システム。

!(5) 001-100102 (P2001-100102A)

【請求項37】 波長入2光の集光光学系が、波長入2 光を集光して得られるビームにその光軸に対して直交す る平面内で位相差分布を与える屈折平分布または光路差 分布を有する位相板を備えている請求項1ないし36の いずれかの顕微鏡システム。

【請求項38】 波長入2光の集光光学系が、輪帯光学 系を備えている請求項1ないし37のいずれかの顕微鏡 システム。

【請求項39】 波長入2光の集光光学系が、回折光学 系を備えている請求項1ないし37のいずれかの顕微鏡 システム。

【箭求項40】 波長入2光の集光光学系が、アキシコ ンを備えている請求項1ないし37のいずれかの顕微鏡 システム。

【讃求項41】 気体レーザー、固体レーザーまたは半 導体レーザーの共振器内に、リング状の輪帯ミラー、輪 帯回折格子、フレネルゾーンプレート、輪帯アパーチャ 一、または光軸と直交する面内の電場に関して軸対称に ある電場の互いにπだけずれた位相差を与える位相板の いずれかが、少なくとも一つ備えられている請求項17 ないし36のいずれかの顕微鏡システム。

【請求項42】 顕微鏡本体が、分子からの発光を発光 検出器に集光する発光集光光学系を有している請求項1 ないし41のいずれかの顕微鏡システム。

【請求項43】 発光集光光学系が、シャーブカットフ ィルタを備えている請求項42の顕微鏡システム。

【請求項44】 発光集光光学系が、ノッチフィルター を備えている請求項42の顕微鏡システム。

【請求項45】 発光集光光学系が、バンドパスフィル ターを備えている請求項42の顕微鏡システム。

【箭求項46】 バンドパスフィルターが、波長入1光 および波長入 2光を透過させず、分子からの発光を透過 させるものである論求項45の顕微鏡システム。

【請求項47】 調整された試料が、波長入1光および 波長入 2光が透過する物質からなる封入手段により封入 されている請求項1ないし46のいずれかの顕微鏡シス

【請求項48】 調整された試料が、波長入1光および 波長入 2光が透過する物質からなるカバー手段によりカ バーされている請求項1ないし46のいずれかの顕微鏡

【請求項49】 前記物質が、合成石英SiOz、Ca F2 . NaF. Na3AlF6 . LiF. MgF1 . S iO2 LaF3 NdF3 Al2 O3 CeF8 PbF_2 , MgO, TbO_2 , SnO_2 , La_2 O_3 , またはSiOである請求項47または48の顕微鏡シス

【請求項50】 顕微鏡本体は、波長入1光と波長入2 光の光源とは別に、連続発振レーザーを備えており、こ の連続発振レーザーを調査された試料上に集光して得ら

れるビームが、その光軸と直交する面内で、光軸に関す る対称位置においてπだけ位相がずれる位相分布を有し ている請求項1ないし49のいずれかの顕微鏡システ

【請求項51】 顕微鏡本体は、連続発掘レーザーを調 **整された試料上に集光して得られるビームを、波長入1** 光を集光して得られるビームおよび波長入2光を集光し て得られるビームとは独立して、調整された試料上を相 対的に走査するための手段を有している請求項50のい ずれかの顕微鏡システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この出願の発明は、顕微鏡シ ステムに関するものである。さらに詳しくは、この出題 の発明は、染色された試料を複数の波長の光により照明 することで、高い空間分解能の高面質画像を得ることが できる、高性能、且つ高機能な、新しい駅機鏡システム に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、光学顕微鏡は、様々なタイプ のものが開発されており、近年のレーザ技術および電子 画像技術をはじめとする周辺技術の進歩にともない、そ の高機能化が盛んに行われている。このような高機能光 学顕微鏡の一つとして、複数波長の光で試料を照明する ことによって発する二重共鳴吸収過程を用い、得られる 画像のコントラストの制御のみならず化学分析も可能に する顕微鏡が提案されている(特願平6-32916

【0003】この光学顕微鏡は、二重共鳴吸収を用いて 特定の分子を選択し、特定の光学遷移に起因する吸収お よび蛍光を観測することができる。まず、図1に例示し た基底状態の分子がもつ価電子軌道2の電子を、図2に 例示したように光照射により空軌道である個電子軌道3 に励起させる。この状態が第一励起状態である。次に、 図3に例示したように、別な波長の光を照射することに より価電子軌道1の電子を、価電子軌道2に生成された 空孔に励起させる。この状態が第二励起状態である。分 子は、この第二励起状態から、図4に例示したように蛍 光あるいは燐光を発光したりして基底状態に戻る。そし て、図2の吸収過程や図4の蛍光や熔光の発光を用い て、吸収像や発光像を観察する。

【0004】最初にレーザ光などにより共鳴波長入1の 光で試料を構成する分子を第一励起状態に励起させる 際、単位体積内における第一励起状態の分子数は、照射 する光の強度が増加するにしたがって増加する。線吸収 係数は、分子一個あたりの吸収断面積と単位休稽当たり の分子数との程で与えられるので、図3のような励起過 程においては続いて照射する共鳴波長入2に対する線吸 収係数は最初に照射した入1の光の強度に依存する。

【0005】すなわち、波長人2に対する線吸収係数は

:(6) 001-100102 (P2001-100102A)

波長入1の光の強度で制御できる。このことは、波長入1および波長入2の二波長の光で試料を照射し、波長入2による透過像を撮影すれば、透過像のコントラストは変長入1の光量で完全に制御できることを示している。 また、図3の第二回起状態よりの蛍光または燐光による脱励起過程が可能である場合には、その発光強度は第一回起状態にある分子数に比例する。 従って、蛍光型微鏡として利用する場合にも画像コントラストの制御が可能とたる

となる。 【0006】また、この従来の光学顕微鏡は、コントラストの制御のみならず、化学分析も可能にする。図1における最外殻価電子軌道は各々の分子に固有なエネルギおける最外殻価電子軌道は各々の分子に固有なエネルギー単位を持つので、液長入1は分子によって異なる。同時に波長入2も分子固有のものとなる。よって、波長入1および波長入2の二波長により吸収あるいは発光する分子を限定することができるので、正確な試料の化学組成の同定が可能となる。

【0007】さらには、値電子を励起する場合、分子軸に対して特定の電場ベクトルを持つ光のみが強く吸収されるので、波長入1および波長入2の偏光方向を決めて、吸収像または蛍光像を撮影すれば、同じ分子でも配向方向の同定も行うことができる。最近では、二重共鳴吸収過程を用いて回折限界を超える高い空間分解能を持つ蛍光顕微鏡も提案されている(特顯平8-30223

【0008】図5は、分子における二重共鳴吸収過程を 例示した概念図であり、基底状態の分子が、波長入1の 光で第一脚起状態に励起され、さらに入2の光で第二脚 起状態に励起されており、この第二励起状態からの蛍光 が、ある種の分子では極めて弱いことを示している。こ のような光学的性質を持つ分子では、極めて興味深い現 象が起きる。図6は、横軸にX軸を設けて二連共鳴吸収 過程における空間的距離の広がりを例示したものであ る。この図6においては、波長入2の光が照射された空 間領域A1と、波長入2の光が照射されない空間領域A Oとが示されており、この空間領域AOでは入1光励起 により第一励起状態の分子が多数生成される。このと き、空間領域AOからは波長入るで発光する蛍光が見ら れる。しかし、空間領域A1では、波長入2の光を照射 したため第一励起状態のほとんどの分子が即座に高位の 第二励起状態に励起され、第一励起状態の分子は存在し なくなる。このため、波長入3の蛍光は完全になくな り、しかも、第二励起状態からの蛍光はもともとないの で、空間領域A1では完全に蛍光自体が抑制されること となる。従って、蛍光があるのは空間領域AOのみであ ることがわかる。

【0009】この結果は、顕微鏡の応用分野から考察すると、極めて重要な意味を持つ。すなわち、従来の走査型レーザ顕微鏡などでは、レーザ光を集光し、マイクロビームを形成して観察試料上を走査する。この時、マイ

クロビームのサイズは、集光レンズの開口数と波長とで 決まる回折限界で決まり、原理的にそれ以上の空間分解 能は期待できない。しかし、図6によれば、入2の照射 で蛍光領域が抑制されているので、入1と入2の三種類 の波長を空間的に上手に重ね合わせることで、たとえば 入1の照射領域に着目すると、蛍光領域は集光レンズの 閉口数と波長とで決まるサイズよりも狭くなっており、 実質的に空間分解能の向上が図られている。したがっ て、この原理を用いれば、回折限界を超える蛍光顕微鏡 が可能となる。これが二重共鳴吸収過程を用いた選解像 顕微鏡である。

【0010】さらに、この顕微鏡の超解像性をさらに高めるために、新たな提案もされている(特別平9-255444)。 すなわち、少なくとも基底状態を含め3つの是子状態を有し、且つ第一励起状態を除く高位の励起状態から基底状態へ脱励起するときの選移において蛍光による緩和過程よりも熟緩和過程の方が支配的である各種分子を蛍光ラベラー分子として用い、この蛍光ラベラー分子と生化学的な染色技術を施した生体分子とを化学結合させてなる試料に波長入1の光を照射して、蛍光ラベラー分子を第一励起状態に励起させ、続いて即座に波長入2の光により高位な量子準位に励起させることで、第二励起状態からの蛍光を抑制して、空間的な蛍光領域の人為的な抑制を行い、空間分解能の向上を図る。

【0011】このような分子の光学的な性質は量子化学的な立場から以下のように説明することができる。一般に、分子は、それを構成する各原子がのまたは元結合によって結ばれている。言い換えると、量子化学によれば、分子の分子軌道はの分子軌道に存在する電子が各原子を結合する重要な役割を担っている。そのうちでも、の分子軌道の電子は、各原子を強く結合し、分子の骨格である分子内の原子間距離を決める。それに対して、元分子軌道の電子は、各原子の結合にほとんど寄与しないで、むしろ分子全体に極めて弱い力で東縛される。

【0012】多くの場合、σ分子軌道にいる電子を光で励起すると、分子の原子間隔が大きく変化し、分子の解離を含む大きな構造変化が起きる。その結果として、原子の運動エネルギーや構造変化するために光が分子に与えたエネルギーのほとんどが、熱エネルギーに形を変える。したがって、励起エネルギーは蛍光という光の形態で消費されない。また、分子の構造変化は極めて高速に、たとえばピコ秒より短い、起こるので、その過程で仮に蛍光が起きても極めて蛍光寿命が短い。しかし、それに対し、π分子軌道の電子が励起しても分子の構造自体はほとんど変化せず、高位の量子的な離散準位に長時間とどまり、ナノ秒オーダーで蛍光を放出して脱励起する性質を持つ。

【0013】量子化学によれば、分子がπ分子軌道を持つことと、二重結合を持つこととは同等であり、用いる

(7) 001-100102 (P2001-100102A)

蛍光ラベラー分子には、二里結合を豊富に持つ分子を選 定することが必要条件となる。そして、二重結合を持つ 分子でもベンゼンやピラジンなどの6員環分子において は、第二励起状態からの蛍光が極めて弱いことが確かめ られている(たとえば、M.Fujii et.a. Chem.Phys.Let t. 171(1990)341) . したがって、ペンゼンやピラジン などの6員環を含む分子を蛍光ラベラー分子として選定 すれば、第一励起状態からの蛍光舟命が長く、しかも光 励起により第一励起状態から第二励起状態に励起させる ことで分子から蛍光を容易に抑制できるので、顕微鏡の 超解像性を効果的に利用することができる。

【0014】 すなわち、これら蛍光ラベラー分子により 試料を染色して観察を行えば、高空間分解能で試料の強 光像を観察することができるだけでなく、その蛍光ラベ ラー分子の側鎖の化学基を調整することにより生体試料 の特定の化学基のみを選択的に染色でき、よって、詳細 な駅料の化学組成までも分析可能となる。一般に、二重 共鸣吸収過程は、二つの光波長や偏光状態等が特定の条 件を満たすときにのみ起こるので、これを用いることで 非常に詳細な分子の構造を知ることができる。すなわ ち、光の偏光面と分子の配向方向とは強い相関関係があ り、二つの波長の光のそれぞれの隔光面と分子の配向方 向とが特定の角度を成すときに、二重共鳴吸収過程が強 く起こる。したがって、二つの波長の光を試料面に同時 照射して、それぞれの偏光面を回転させることにより、 蛍光の消失の程度が変化するようになるので、その様子 から観測しようとする組織の空間配向の情報も得られ る。さらに、二つの液長の光を調整させることでもこの ことが可能である. 【0015】以上説明したように、二重共嗚吸収過程を

用いた従来の光学顕微鏡では、超解像性とともに、高い 分析能力も有していることがわかる。また、この二重共 鸣吸収過程を用いた超解像顕微鏡において、蛍光抑制を より効果的に起こすことができる蛍光ラベラー分子や適 正な光の照射タイミングについても提案されている。 【0016】図7は、波長入1と波長入2の二種類の光 を試料に照射するタイミングを例示したものである。こ の図7に例示したように、蛍光ラベラー分子が蛍光を発 する時間、すなわち第一帰起状態の寿命でより短いバル ス光を用い、まず時間もだけ波長入1の光を照射し、引 き続き波長入2の光を照射している。 定性的に述べる と、まず、蛍光ラベラー分子の第一励起状態の寿命より 十分短い波長入1のパルス光を時間もの間照射し、観察 領域に第一励起状態の分子を生成させる。その直後に、 観察に必要としない領域に同じく第一励起状態の寿命よ り十分短い波長入2のパルス光を照射し、第一励起状態 にある分子を第二励起状態に励起させて、蛍光を抑制す

【0017】 この過程は、さらに以下のように定量的に 説明できる。 一般に、基底状態の分子を波長入1の光で

第一回起状態に励起する場合、その励起過程は下記のレ ート方程式により記述できる。すなわち、試料に染色し た分子の単位体積当たりの分子数をN。とし、波長入1 の光のフォトンフラックスを I。、波長 A 1 の光照射よ り時間も後の基底状態の分子数をNとする。そして、第 一風起状態の寿命をェとし、波長入1の光により基底状 想から第一励起状態に蓬移する時の吸収断面積をσηと すると、レート方程式は次式のようになる。

[0018]

【数1】

$$\frac{dN}{dt} = N_0 I_0 \sigma_{01} \frac{(N_0 - N)}{t}$$

【0019】この式を具体的に解けば、光照射より時間 t 後の単位体積当たりの第一励起状態の分子数 n を求め ることができる。つまり、

[0020]

【数2】

$$n = \frac{N_0 I_0 \sigma_{01} \tau}{(1 + I_0 \sigma_{01} \tau)} \cdot \left[1 - e^{\left\{ \left(I_0 \sigma_{01} + \frac{1}{\tau} \right) t \right\}} \right]$$

【0021】となる。この数2によれば、下記の数3の 条件を満たすように強くない光量で被長入1の光を照射 することにより、数2は数4とすることができる。

[0022]

【数3】

$$\left(I_0\,\sigma_{01}+\frac{1}{\tau}\right)\!t\cong 0$$

[0023] 【数4】

$$n \cong I_0 \sigma_{01} N_0 t$$

【0024】すなわち、数3によれば、波長入1の光の 照射時間を分子の第一励起状態の寿命より短くし、しか も、波長入1の光のフォトンフラックスが小さいとき は、mは照射時間もにほぼ比例する。次に、波長入1の 光の照射が終了し、その直後に波長入2の光を時間T照 射したときの第一励起状態にある分子を第二励起状態に 励起する場合を考える。

【0025】波長入2の光のフォトンフラックスを I1、波長入1の光照射より時間T+t後の第一励起状 態の分子数をnとし、そして、波長入2の光により第一 励起状態から第二励起状態に盗移するときの吸収断面積 をのいとすると、カに関するレート方程式は、次式のよ うになる。

(0026]

!(8) 001-100102 (P2001-100102A)

【数5】

c

$$\frac{dn}{dt} = -\sigma_{12}I_1n - \frac{n}{\tau}$$

【0027】この式を解くことで、波長入1の光を時間 もだけ照射し、波長入1の光の照射を止め、その直後に 波長入2の光を時間下の間照射した場合の、nは、次式 のよに具体的に求められる。

[0028] [数6]

$$n = (l_0 \sigma_{01} N_0 t) \cdot e^{-\left(\sigma_{12} l_1 + \frac{1}{x}\right)T}$$

 $\{0029\}$ 一方、この数6によれば、波長 $\lambda2$ の光の 照射を全く行わない場合は、 $I_1=0$ とおいて、

【0030】

$$\mathbf{n} = \left(\mathbf{l}_0 \sigma_{01} \mathbf{N}_0 \mathbf{t} \right) \cdot \mathbf{e}^{\frac{\mathbf{T}}{\tau}}$$

【0031】となる。実は、数6は、蛍光を抑制された 領域における単位体積あたりの第一励起状態の分子を数 を示し、数7は、蛍光を抑制されない領域における単位 体積当たりの第一励起状態の分子数を示している。分子 の蛍光収率をΦとすると、蛍光を抑制され領域からの蛍 光効度F1と、蛍光を抑制されない領域からの蛍光強度 F2とは、それぞれ、以下の数8および数9で与えられる。

【0032】 【数8】

$$F_1 = \Phi(I_0 \sigma_{01} N_0 t) \cdot e^{\left(\sigma_{01} h_1 + \frac{1}{\tau}\right)T}$$

[0033] 【数9]

$$F_2 = \Phi(I_0 \sigma_{01} N_0 t) \cdot e^{\frac{1}{\tau}}$$

【0034】 蛍光抑制比率 (=F1/F2) は、数8および数9より求めると、数10となる。

【0035】 【数10】

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{-\sigma_{12}I_1T}$$

【0036】したがって、図7に例示したタイミングで 入1と入2の二種類の光を照射すれば、数10の比率で 観察に必要としない領域からの蛍光を抑制できる。数1 0によれば、Tくての条件でI、とTを調整することに より、任意の比率で蛍光を抑制できる。図Sは、観察領 域から発光する蛍光の強度を測定するタイミングを例示

したものである。蛍光強度を測定するタイミングは、基本的には、波長入2の光の照射が終了した後に、観察領域から発光する蛍光の強度を十分に時間をかけて測定することになる。このような測定タイミングによって、抑制された領域からの蛍光がほとんどない状態で、非常にS/N良く観察領域からの蛍光を計測できる。

【0037】図9および図10は、それぞれ、波長入1 と波長入2の二種類の光の試料への照射タイミングと観 察領域からの蛍光強度の画定タイミングとの一例を示し たものである。これら図9および図10に例示した各夕 イミングによっても、効果的に超解像顕微鏡を実現する ことができる。しかし、これら図8~図10のタイミン グのいずれの場合も、もおよびTはセより短い(も、T <で)必要がある。それは、逆にも、T>でであると、 入1と入2の二種類の光を照射中に第一励起状態の分子 が基底状態に脱励起してしまい、観察領域からの蛍光自 体が無くなってしまうためである。 仮に、 も、 T<ェの 場合に対応するために、図11に例示したように、入1 と入2の二種類の光を同時に照射して、同時に観察領域 から発光する蛍光の強度を測定することも可能である が、その場合には、蛍光測定時に入1と入2の二種類の 強い励起光が検出器に混入してしまう可能性がある。 【0038】したがって、も、T<モの条件のもとで、 図8~図10に例示したようなタイミングで入1と入2 の二種類の光を試料に照射するのが望ましいとされてい る。また、多少、S/Nは劣化するが、入1光と入2光 を全く同じタイミングで照射することもできる。また、 上述のような条件およびタイミングで入1と入2の二種 類の光を試料に照射する場合では、照射終了直後から、 観察領域より発光する蛍光を検出器で計画する必要があ り、その際には、汎用市販のロジック回路によりゲート 信号を作成し、検出器からの出力電気信号をパーソナル コンピュータのメモリに取り込む作業がある。 基本的に は、図7~図10のタイムチャートに示したように、染 色する分子の蛍光天命が光源のパルス幅より長いことで 効果が大きくなる。しかし、現在の汎用市販のロジック 回路では、そのスイッチング速度が1 nsec程度であ るために、で自体が1 nsec以上であることが望まれ る。すなわち、蛍光寿命が1nsec以上でないと、検 出器および計測回路がアクティブになる前に、観察領域 からの蛍光現象が終了して、計測することができなくな ってしまう。このように、試料を染色する蛍光ラベラー 分子は1 n s e c 以上の強光寿命を持つことが必要とな

【0039】一方、信号を取り出す有効蛍光領域に着目すると、確かに蛍光抑制領域では蛍光強度が弱い方が望ましいが、S/N比の向上という観点からは、有効蛍光領域の発光強度が強い方が望まれている。すなわち、入1の光で励起された直後の第一励起状態の分子数が十分にある時刻からの蛍光強度を測定する。上記の数9によ

:

(9) 001-100102 (P2001-100102A)

れば、励起分子の数は、その励起寿命で決まる時定数に より指数関数的に減衰する。ところで、指数関数の性質 として、光のパルス幅セおよび下が第一励起状態の分子 **寿命でよりも十分に短ければ、入1の光で励起された直** 後の第一励起状態の分子から十分強い強度の蛍光、すな わち有効信号強度を測定できる。特に、七および丁が節 一励起状態の分子寿命での10分の1程度であれば、第 一励起状態の分子数は入1の光で励起された直後の分子 数の90%もあり、有効盤光領域からの十分な信号強度 が得られる。

[0040] 【発明が解決しようとする課題】上述した通りの従来の 光学顕微鏡は、その超解像性と分析能力において、際立 った有用性と技術的優位性を有している。しかしなが ら、これら従来の光学顕微鏡では、第一励起状態から第 二励起状態へ励起させて、第一励起状態からの蛍光を抑 制するための十分な強度を有する波長 2光(以下、こ の光をイレース光と呼び、また、基底状態から第一励起 状態へ励起させる波長入1の光をポンプ光と呼ぶことと する)が必要であり、このイレース光は、現在実用化さ れている非共鳴二光子吸収過程を用いたレーザ走査型の 蛍光顕微鏡における数TW/cm² という高強度レーザ 光よりも僅かに少ない強度ではあるものの、非常に強力 なものであるため、生体試料への影響が問題となってい た。

【0041】このような高強度レーザは、試料の生体細 **胆にとっては強すぎる光であり、特に、長時間の測定を** 要する場合には、サンブルの蓄熱や多光子吸収等の影響 が著しく、このような影響を極力低減する必要がある。 また、ボンプ光およびイレース光の波長が、生体細胞の もつ吸収波長帯域から外れていることも必要である。

【0042】さらにまた、理論予測通りの解像度を実現 するためには、試料面上に集光したイレース光のビーム が、中央部がゼロである強度分布を有し、且つ脚対称で ある形状を有するビームである必要がある(このような ビームを、以下、中空ビームと呼ぶこととする)。これ は、強度分布の乱れがそのまま顕微鏡の解像度の劣化に つながるためである。

【0043】イレース光の光源としてはレーザーを用い る場合が多いが、上記のような理論通りの形状のビーム とするには、その大前提として、レーザーのビームプロ ファイルが良くなくてはならない。すなわち、ピームの **弥皮分布が光軸轴対称であることが望ましい。たとえ** ば、従来より光源として用いられる色素レーザーは、そ のビーム形状が三角形に近く、その強度分布も一様でな い。したがって、試料面で集光したビーム形状が、期待 する中空ビームではなく、崩れたビームパターンとなる ため、顕微鏡画像の解像度の劣化や画質低下が生じてし まう。加えて、微小な輪帯アパーチャーを設け、その縮 小像を中空ピームとして用いることも提案されてはいる

が、このような輪帯アパーチャーを利用すると、光軸合 わせや、焦点合わせ等が難しく、良好な画像を得るまで の調整時間が非常に長くなり、且つそのための熟定技能 も必要となる。

【〇〇44】したがって、超解像顕微鏡の機能を十分に 引出すためには、これらの問題点を解決する光学技術が 必要とされている。また、実用面から考えると、操作性 のよさも重要な要素である。従来の顕微鏡技術は、色素 レーザーやオプティカルパラメトリックオシレータ(〇 PO)によって、蛍光ラベラー分子のポンプ光やイレー ス光の共鳴波長に光源の光を同調させることで、多くの 蛍光ラベラー分子に対して適用可能である。

【0045】しかしながら、色素レーザーにおいては色 紫の劣化による光星の低下、および頻繁で煩雑な色素交 換が伴うといった同題がある。OPOは、便利ではある が、非常に高価である。さらに、非常に精密な光学シス テムであり、温度や温度の管理が厳しく、しかも使用す る非線形光学結晶の寿命が短く、そして、これは高価で あるので、ユーザにとっては保守管理の負担の大きい光

【0046】したがって、使用する光源は、波長固定で あって、その構成が簡単で原価であることが好ましい。 ところで、近年では、顕微鏡視察下においてレーザ光を 用いることにより微小粒子を捕殻および移動することの できるマイクロマニュピュレータ技術が開発されてお り、超解像顕微鏡にもその機能を付加し、操作性と機能 性の高い顕微鏡システムの実現が強く望まれている。

【0047】このマイクロマニュピュレータ技術は、た とえばポリエチレン粒子の誘電体粒子に高強度のレーザ 一光を集光させることにより、分極を生じさせて、その 粒子を電場が一番強い領域に引きつけることにより、捕 複および移動を行うものである。また、この技術におい ては、限られた特定の粒子を安定的に捕獲し、できるだ け色々な方向からレーザー光を粒子に当てることが良い ことが知られている。

【0048】しかしながら、様々な方向からのレーザー 光照射のためには、多数のレーザー光源や複雑なミラー 光学系が必要となるので、一空間に捕獲することは可能 であっても、移動操作が極めて困難なものとなってい た。また、100MW/cm²以上の強いレーザー集光 ビームを一方向から照射することにより、特定粒子を一 空間にトラップさせ、ビーム定査により空間移動させる ことは可能であるものの、試料が高強度のレーザー光を 浴び続けることになるので、試料へのダメージが深刻な ものとなっていた。その結果として、生体細胞が感光死 したり、分子自身の解離または光化学反応による化学変 化が引き起こされるといった問題があった。

【0049】この出願の発明は、以上の通りの事情に鑑 みてなされたものであり、第一電子励起状態の分子を第 二電子励起状態へ励起させるイレース光を、簡単でコン

(电0))01-100102(P2001-100102A)

パクトな光学系を用いて、優れたビームプロファイルで 集光させることができ、安定性および操作性が高く、優 れた超解像性を有する、新しい顕微鏡システムを提供す ることを目的としている。また、試料へダメージを与え ることなく、中空ビームであるイレース光を用いて試料 粒子の捕獲および移動を行うことのできる、マイクロマ ニュピュレータ機能を有する、新しい顕微鏡システムも 提供する。

[0050] 【課題を解決するための手段】この出願の発明は、上記 の課題を解決するものとして、調整された試料と顕微鏡 本体とを備えた顕微鏡システムであって、調整された試 料は、少なくとも基底状態を含め3つの電子状態を有 し、その第一電子励起状態から第二電子励起状態への励 起波長帯域が、第一電子励起状態から基底状態の振動準 位に蛍光過程により脱励起する際の蛍光波長帯域と重複 している分子により染色されたものであり、頭微鏡本体 は、分子を基底状態から第一電子励起状態へ励起させる 放長入1光の光源と、第一電子励起状態の分子を第二電 子励起状態またはより高い電子励起状態へ励起させる波 長入2光の光源と、波長入1光と波長入2光とを調接さ れた試料上に焦光させる集光光学系と、調整された試料 上における波長入1光の照射領域および波長入2光の照 射領域を一部分重ね合わせる重ね手段と、励起された分 子が基底状態へ脱励起する際の発光を検出する発光検出 器とを備え、重ね手段を介して波長入1光と波長入2光 とを照射することにより、分子が第一電子励起状態から 基底状態へ脱励起する際の発光の領域を抑制するもので あることを特徴とする光学顕微鏡システム(請求項 1)、調整された試料と顕改鏡本体とを備えた顕微鏡シ ステムであって、調整された試料は、少なくとも基底状 態を含め3つの電子状態を有する分子により染色された ものであり、顕微鏡本体は、分子を基底状態から第一電 子団起状態へ励起させる波長入1光の光源と、第一電子 励起状態の分子を第二電子励起状態またはより高い電子 励起状態へ励起させる波長入2光の光源と、波長入1光 と波長入2光とを調整された試料上に集光させる集光光 学系と、調整された試料上における波長入1光の照射領 域および被長入2光の照射領域を一部分重ね合わせる重 ね手段と、励起された分子が基底状態へ脱励起する際の 発光を検出する発光検出器とを備え、重ね手段を介して 波長入1光と波長入2光とを照射することにより、分子 が第一電子励起状態から基底状態へ脱励起する際の発光 の領域を抑制するものであり、波長入 2光を集光して得 られるビームが、その光軸と直交する面内で、光軸に関 する対称位置においてπだけ位相がずれた位相分布を有 していることを特徴とする顕微鏡システム(請求項 2)、および調査された試料と顕微鏡本体とを備えた顕 微鍛システムであって、調整された試料は、少なくとも 基底状態を含め3つの電子状態を有し、その第一電子励

起状態から第二電子励起状態への励起波長帯域が、第一 電子励起状態から基底状態の振動単位に蛍光過程により 脱励起する際の蛍光波長帯域に重複している分子により 染色されたものであり、顕微鏡本体は、分子を基底状態 から第一電子励起状感へ励起させる波長入1光の光源 と、第一電子励起状態の分子を第二電子励起状態または より高い電子励起状態へ励起させる波長入2光の光源 と、波長入1光と波長入2光とを調整された試料上に集 光させる集光光学系と、調整された試料上における波長 入1光の照射領域および波長入2光の照射領域を一部分 重ね合わせる重ね手段と、励起された分子が基底状態へ 脱励起する際の発光を検出する発光検出器とを備え、重 わ手段を介して彼長入1光と波長入2光とを照射するこ とにより、分子が第一電子励起状態から基底状態へ脱励 起する際の発光の領域を抑制するものであり、波長入2 光を集光して得られるビームが、その光軸と直交する面 内で、光軸に関する対称位置においてπだけ位相がずれ る位相分布を有していることを特徴とする顕微鏡システ ム (韶求項3) を提供する。

【0051】また、この出願の発明は、上記の顕微鏡シ ステムにおいて、第一電子励起状態から第二電子励起状 限への励起波長帯域と基底状態から第一電子励起状態へ の励起波長帯域とが異なること(請求項4)、分子が、 六貝環を一つまたは複数含む分子であること(請求項 5)、六員環が、ペンゼン環またはプリン塩基であるこ と(請求項6)、分子が、六員環誘導体を一つまたは複 数含む分子であること(請求項7)、六員環務導体が、 ベンゼン誘導体またはプリン誘導体であること(請求項 8)、分子が、キサンチン系分子、ローダミン系分子、 オキサンジン系分子、シアニン系分子、クマリン系分 子、オキサーゾール系分子、オキサジアゾール系分子、 スチルペン系分子のいずれかであること(語求項9)、 分子が、2,2''-Dimethyl-p-terphenyl: P-terphenyl(PI P): 3,3',2''.3'''-Tetramethy!-P-quaterphenyl: 2, 2'''-Dimethyl-P-quaterphenyl: 2-Methyl-5-t-butyl-p -quaterphenyl: 2-(4-Biphenylyl)-5-(4-t-butylpheny 1)-1.3,4-oxiazol(BPBD-365): 2-(4-Biphenylyl)-pheny 1-1,3,4-oxadiazol: 2,5,2'''.5'''-Tetramethyl-p-q uinquephenyl: 3.5,3''',5'''-Tetra-t-butyl-p-quin quephenyl: 2,5-Diphenyloxazol: 2,5-Diphenylfuran: PQP(p-Quanterphenyl): 2.5-Bis-(4-biphenylyl)-1.3. 4-oxadiazol: p-Quaterphenyl-4,4'''-disulfonicacid Disodiumsalt: p-Quaterphenyl-4.4''-disulfonicacid Dipotassiumsalt: 4.4'''-Bis-(2-butyloctyloxy)-p-q uanterphenyl: 3.5.3''',5'''-Tetra-butyl-p-sexiph enyl: 2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazol: 2-(4-Biphenyl y1)-6-phenylbenzoxazotetrasulfonicacid Potassium S alt: 2-(4-Biphenylyl)-6-phenylbenzoxazol-1,3: 4,4 -Diphenylstilbene: (1.1'-Biphenyl)-4-sulfonic aci d,4,4''-1,2-ethene-diylbis-.dipotassium salt: 2.5-

(11))01-100102 (P2001-100102A)

Bis-(4-biphenylyl)-oxazol: 2,2'-([1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldi-2,1-ethenediyl)-bis-benzenesulfonic ac id Disodium Salt: 7-Amino-4-methylcarbostyryl: 1.4 -Di (2-(5-phenyloxazoly))benzene;7-Hydroxy-4-methyl countarin: p-Bis(o-methylstyryl)-benzene: Benzofura n,2,2'-{1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl-bis-tetrasulfonic -acid: 7-Dimethylamino-4-methylquino1om-2: 7-Amino -4-methylcoumarin: 2-(p-Dimethylaminostyryl)-pyrid ylmethyl Iodide: 7-Diethylaninocoumarun: 7-Diethyl amino-4-methylcommarin: 2.3,5.6-1H,4H-Tetrahydro-8 -methylqinolizino-(9.9a,1-gh)-coumarin: 7-Diethyla mino-4-trifluormethylcoumarin: 7-Dimethylamino-4-t rifluormethylcoumarin: 7-Amino-4-trifluormethylcou marin: 2,3,5.6-1H.4H-Tetrahydroquinolizino-[9,9a,1 -gh)-coumarin: 7-Ethylamino-6-methyl-4-trifluormet hylcoumarin: 7-Ethylamino-4-trifluormethylcoumari n: 2,3,5,6-1H,4H-Tetrahydro-9-carboethoxyquinolizi no-(9,9a,1-gh)commarin: 2.3,5.6-1H,4H-Tetrahydro-9 -(3-pyridyl)-quinolizino-(9,9a,1-gh)coumarin: 3-(2'-N-Methylbenzimidazolyl)-7-N,N-diethylaminocoum arin: 2,3,5,6,-111,4H-Tetrahydro-9-acetylquinolizin o-(9,9a,1-gh)coumarin: N-Metyl-4-trifluormethylpip eridino-[3.2-8]-commarin: 2-(p-Dimethylaminostyry 1)-benzothiazolylethyl Iodide: 3-(2'-Benzimidazoly 1)-7-N,N-diethylaminocoumarin: Brillantsulfaflavi n: 3-(2'-Benzothiazolyl)-7-diethytaminocoumarin: 2,3,5,6-1H,4H-Tetrahydro-8-trifluormethylquinolizi no-(9,9a,1-gh)commarin: 3.3'-Diethyloxacarbocyanin e Iodide: 3,3'-Dimethyl-9-ethylthiacarbocyanine Io dide: Disodium Fluorescein(Uranin): 9-(o-CarboxyP henyl)-2,7-dichloro-6-hydroxy-3H-xanthen-3-on2,7-D ichlorofluorescien - Fluorescein 548: Fluorol 555 (F luorol 7GA): o-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)-b enzonic acid(Rhodamine 560): Benzoic Acid,2-(6-(et hylamino)-3-(ethylimino)-2.7-dimethyl-3H-xanthen9yl], perchiorate (Rhodamine 575): Benzonic Acid, 2-[6 -(ethylamino)-3-(ethylimino)-2, 7-dimethyl-3X-xanth en-9-yi], ethyl ester, monohydrochioride (Rhodamine 5 90): 1.3'-Diethyl-4.2'-quinolyloxacarbocyanine Iod ide: 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine Iodid: 2-(6-(D iethylamino)-3-(ethylamino)-3H-xanthen-9-yl)benzon ic acid(Rhodamine 610): Ethanaminium, N-((6-diethyla mino)-9-(2,4-disulfophenyl)-3H-xanthen-3-ylidene)-N-ethylhydroxid,inner salt,sodium salt: Malachit G reen: 3,3'-Diethylthiacarbocyanine Iodide: 1,3'-Di ethyl-4.2'-quinolythiacarbocyanine Iodide: 8-(2-Ca rboxyphenyl)-2,3,5,6,11,12,14,15-octahydro-1H,4H,1 OH, 13H-diquipolizino[9, 9a, 1-bc:9', 9a', 1-hi]xanthyl ium Perchlorate (Rhodamine 640): 4-Dicyanmethylene-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran: 3,3'-

Diethyloxadicarbocyanine lodide: 8-(2,4-Disulfophe nyl)-2,3,5,6,11,12,14,15-octahydro-1H,4H,10H,13H-d iquinolizino(9,9a,1-bc:9',1-hi]xanthene(Sulforhoda mine 640): 5,9-Diaminobenzo(a)phenoxazonium Percro rate: 9-Diethylamino-5H-benzo(a)phenoxazin-5-one: 5-Amino-9-diethylimino(a)phenoxazonium Perchlorat e: 3-Ethylamino-7-ethylimino-2,8-dimethylphenoxazi n-5-ium Perchorate: 8-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6,1 1.12,14.15-octahydro-1H.4H.10H.13H-diquinolizino [9,9a,1-bc:9',9a,1-hi]xantbylium Perchiorate: 1-Et hyl-2-(4-(p-Dimethylaminophenyl)-1,3-butadienyl)-p yridinium Perchlorate: Carbazine 122: 9-Ethylanino -5-ethylimino-10-methyl-5H-benzo(a)phenoxazonium P erchlorate: 3-Diethylamino-7-diethyliminophenoxazo nium Perchlorate: 3-Diethylthiadicarbocyanine Iodi de: Oxazine 750: 1-Ethyl-4-(4-(p-Dimethylaminophen yl)-1.3-butadienyl)-pyridininum Perchlorate: 1.1', 3,3,3',3'-Hexamethylindodicarcyanine Iodide: 1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyanine Iodide: 2-(4-(p-Dimethyl aminophenyl)-1.3-butadienyl)-1,3,3-trimethyl-3H-in dollum Perchlorate: 2-(4-(p-Dimethylaminophenyl)-1.3-butadienyl)-3-ethylbenzothcazolium Perchlorat e: 1.1'-Diethyl-2.2'-dicarbocyanine Iodide: 1-Ethy 1-4-(4-(9-(2,3,6.7-tetrahydro-1H,5H-benzo(i,j)-chi nolinozinium))-1,3-butadienyl)-pyridinium Perchlor ate: 3.3'-Dimethyloxatricarbocyanine Iodide: 1-Eth $y_1-4-(4-(p-Dimethylaminophenyl)-1,3-butadienyl)-qu$ inolinium Perchlorate: 8-Cyano-2.3, 5, 6.11, 12.14, 15 -octahydro-1H, 4H, 10H, 13H-diquinolizino(9,9a1-bc:9 a',1-hi]xanthylium Perchlorate(Rhodamine 800): 2-(6-(4-Dimethylaminophenyl)-2,4-neopentylene-1,3,5) -3-methylbenzothiazolium Perchlorate: 1.1'.3.3,3', 3'-Hexamethylindotricarbocyanine lodide: IR125: 3. 3'-Diethylthiatricarbocyanine Iodide: IR144: 2-(6-(9-(2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo(i,j)-chinolizin ium))-2,4-neopentylene-1,3,5-hexatrienyl)-3-methyl lbenzothiazolium Perchlorate: 3,3'-Diethyl-9,11-ne opentylenethiatricarbocyanine Iodide: 1.1',3,3.3' 3'-Hexamethyl-4,4',5,5'-dibenzo-2,2'-indotricarboo yanine Iodide:3,3'-Diethyl-4,4',5,5'-dibenzothiatr icarbocyamine Iodide: 1,2'-Diethyl-4,4'-dicarbocya nine Iodide: IR140: 2-(8-(4-p-Dimethylaminophenyl) -2,4-neopentylene-1,3.5,7-octatetraenyl)-3-methylb enzothiazolium Perchlorate: IR132: 2-(8-(9-(2.3,6, 7-Tetrahydro-1H,5H,benzo(i.j)chimolizinium))-2,4-n copentylene-1, 3, 5.7-octatetraenyl)-3-methylbenzoth iazolium Perchlorate: IR26: IR5 のいずれかであるこ と(請求項10)、波長入1光を集光して得られるビー ムの光軸と波長入2光を集光して得られるビームの光軸 とが同軸であること(請求項11)、波長入2光を集光 (表 2))01-100102 (P2001-100102A)

して得られるビームが、その光軸と直交する面内におい て、光軸の周りを1回転したときに0から2πまで連続 的に変化する位相分布を有していること(請求項1 2)、波長入2光を集光して得られるピームが、その光 軸と直交する面内において、該光軸の周りを1回転した ときに 0から 2 元まで不連続的に変化する位相分布を有 していること(請求項13)、波長入2光を禁光して得 られるビームがベッセルビームであること (請求項1 4)、ベッセルビームが一次のベッセルビームであるこ と(請求項15)、波長入2光を集光して得られるピー ムが、ガウス型、ラゲール型またはエルミート型のいず れかの発振モードを持つレーザービームであること(請 求項16)、波長入1光の光源として、気体レーザー、 **箇体レーザーまたは半導体レーザーのいずれかが備えら** れていること(請求項17)、気体レーザー、固体レー ザーまたは半導体レーザーのいずれかの発振波長が、波 長入1であること(請求項18)、気体レーザー、固体 レーザーまたは半導体レーザーのいずれかの発振波長の 高調波が、波長入1であること(請求項19)、気体レ ーザー、固体レーザーまたは半導体レーザーのいずれか の発振波長とその高調波との和周波または差周波が、波 長入1であること(請求項20)、波長入2光の光源と して、気体レーザー、固体レーザーまたは半導体レーザ 一のいずれかが備えられていること(舒求項21)、気 体レーザー、固体レーザーまたは半導体レーザーのいず れかの発振波長が、波長入2であること(請求項2 2)、気体レーザー、固体レーザーまたは半導体レーザ 一のいずれかの発振波長の高調液または差周波が、波長 入2であること(請求項23)、気体レーザー、固体レ ―ザーまたは半導体レーザーのいずれかの発振液長とそ の合調波との和周波または登周波が、波長入2であるこ と(韶求項24)、気体レーザーが、エキシマレーザ ー、翻蒸気レーザー、アルゴンレーザー、He-Neレ ーザー、CO2 レーザー、He-Cdレーザーまたは窒 素レーザーのいずれかであること(請求項25)、気体 レーザーが、モードロック型であること(請求項2 6)、固体レーザーが、Nd:YAGレーザー、Tiサ ファイヤレーザー、YLFレーザーまたはルビーレーザ ーのいずれかであること(請求項27)固体レーザーが 半導体レーザー励起型であること(請求項28)、 体レーザーがモードロック型であること (請求項2 9)、顕微鏡本体が、気体レーザー、固体レーザーまた は半導体レーザーからのレーザー光の液長変換を行うた めの非線形媒質または波長変調素子を一つまたは複数有 していること(請求項30)、非線形媒質または波長変 調素子が非線形結晶であること(請求項31)、非線形 媒質または波長変調索子がラマンシフターであること (請求項32)、波長入1光が、気体レーザーまたは固 定レーザーの基本波を非線形媒質または波兵変調案子で 波長変調したものであること (請求項33)、波長λ1

光が、気体レーザーまたは固定レーザーの高調波を非線 形媒質または波長変調素子で波長変調したものであるこ と(請求項34)、汝長入2光が、気体レーザーまたは 固体レーザーの基本波を非線形媒質または波長変調素子 で波長変調したものであること(節求項35)、波長人 2光が、気体レーザーまたは固体レーザーの高調波を非 線形媒質または波長変調素子で波長変調したものである こと(請求項36)、波長 A2光の集光光学系が、波長 λ 2光を集光して得られるビームにその光軸に対して直 交する平面内で位相差分布を与える屈折率分布または光 路差分布を有する位相板を備えていること(箭求項3 7)、波長λ2光の集光光学系が輪帯光学系を備えてい ること(請求項38)、波長入2光の集光光学系が回折 光学系を備えていること(請求項39)、波長入2光の **集光光学系がアキシコンを備えていること(請求項4** 0)、気体レーザー、固体レーザーまたは半導体レーザ --の共振器内に、リング状の輪帯ミラー、輸帯回折格 子、フレネルゾーンプレート、輪帯アパーチャー、また は光軸と直交する面内の電場に関して軸対称にある電場 の互いにπだけずれた位相差を与える位相板のいずれか が、 少なくとも一つ備えられていること (請求項4 1)、顕微鏡本体が、分子からの発光を発光検出器に集 光する発光集光光学系を有していること(請求項4 2)、発光集光光学系がシャープカットフィルタを備え ていること(請求項43)、発光集光光学系がノッチフ ィルターを備えていること(請求項44)、発光集光光 学系がパンドバスフィルターを備えていること(請求項 45)、パンドパスフィルターが、波長入1光および波 長入 2光を透過させず、分子からの発光を透過させるも のであること(請求項46)、調整された試料が、液長 入1光および被長入2光が透過する物質からなる對入手 段により封入されていること(請求項47)、調整され た試料が、波長入1光および波長入2光が透過する物質 からなるカバー手段によりカバーされていること(請求 項48)、前記物質が、合成石英SiO2、CaF2、 NaF, Na, AlF, LiF, MgF, Si O2 , LaF3 , NdF3 , Al2 O3 , CeF3 , P bF2 MgO, TbO2 SnO2 La2 O3 3 たはSiOであること(請求項49)、顕微鏡本体は、 波長入1光と波長入2光の光源とは別に、連続発振レー ザーを備えており、この連続発振レーザーを調整された 試料上に集光して得られるビームが、その光軸と直交す る面内で、光軸に関する対称位置においてπだけ位相が ずれる位相分布を有していること(請求項50)、顕微 鏡本体は、連続発振レーザーを調整された試料上に集光 して得られるビームを、波長入1光を集光して得られる ビームおよび波長入2光を集光して得られるビームとは 独立して、調査された試料上を相対的に定査するための 手段を有していること(請求項51)などもその態様と して提供する。

(包3) 101-100102 (P2001-100102A)

[0052]

【発明の実施の形態】この出頭の発明の顕微鏡システム においては、調査された試料が、少なくとも基底状態を 含め三つの電子状態を有し、その第一電子励起状態から 第二電子励起状態への励起波長帯域が、第一電子励起状 認から基底状態の振動準位に蛍光過程により脱励起する 際の蛍光波長帯域と重複している分子により染色された ものである.

【0053】ここで、この分子、いわゆる蛍光ラベラー 分子について、その高い電子励起状態からの脱励起過程 を考察することにより、詳しく説明する。図12は、分 子の脱励起過程を概念的に例示したものである。一般 に、分子が基底状態であるSOから最低(=第一)励起 状態であるS1に励起すると、π電子を持つ分子は多い ものでは数10%の収率で蛍光を発して、80に展励起 をする。これが蛍光過程である。それ以外は、振動被 和、つまり内部転換により、直接、SOに無放射失活す るが、一部はスピン多重度が異なる寿命が極めて長い状 態であるT1に至り、つまり系間交差をして、さらにそ のT1から爆光を発してSOに戻る。通常の催光顕微鏡 では、蛍光収率の高い分子で試料を染色し、光照射でこ の分子をS1に励起させ、そのS1からの蛍光を観察し て映像化する。

【0054】また、S1よりさらに高い第二励起状態で あるS2に分子が励起すると、図1にも例示したように 非常に複雑な緩和過程により基底状態80に脱励起す る。すなわち、たとえば、一部のS2の励起分子は内部 転換や系間交差によりS0またはT1状態に脱励起す る。また、その他の励起分子はS1の高い振動準位に内 部転換した後、S1の最も低い振動準位に至る。その後 は、上述したS1からの接和過程を経て、S0に戻る。 【0055】 ここで、注目すべきことは、S2より高位 の励起状態からの蛍光発光収率が極めて低いことであ る。これは、S2の分子の多くが直接S0の無放射失活 したり、S1に内部転換した後、かなりの割合でS0に 無放射失活するためである。また、T1に至った分子も **蛍光過程に寄与しないので、結局S1に至った一部の分** 子のみが蛍光を発する。これはKrashの法則と呼ば れるものである。特に、気相のベンゼン誘導体分子では S2からの蛍光がほとんど観測されない。

【0056】一般に、二重共鳴吸収過程を用いた超解像 顔微鏡は、上記のようにS2以上の高位の電子励起状態 からの分子の蛍光収率が極めて低いことを利用してい る。ところで、一部の分子は、図13のエネルギーダイ ヤグラムに例示したように、S1からSn(nは2以上 である)に変移するときの波長帯域が、S1からS0の 振動準位に蛍光過程により脱励起する際の蛍光発光波長 帯域と重複している構造を持つ。このような電子構造を もつ分子では、実質的にイレース光による蛍光即制効果 が強まる現象が起こる。

【0057】すなわち、波長入1のポンプ光でS0の分 子をS1に励起し、共鳴波長入2のイレース光を照射す ると、S1の分子は、Snに選移すると同時に、かなり のものが誘導放出によってSOの高位の振動準位に脱励 起する。この時、Snに励起した分子は蛍光が抑制され る。一方、誘導放出した分子については、イレース光と 同じ波長の光が発光するので、イレース光と同じ波長の 光の強度は若干増加し、イレース光以外の被長で光る蛍 光強度は減る。したがって、イレース光以外の波長で光 る蛍光発光をモニターしているかぎり、実質的に優れた 蛍光抑制を行うことができる。

【0058】このようにS1からSnに遷移するときの 波長帯域がS1からの蛍光発光波長帯域と重複している 分子を、この出願の発明の顕微鏡システムにおける試料 を染色する分子とすることにより、上述した誘導放出が 寄与する蛍光抑制効果が加わるので、顕微鏡本体の超解 像性をさらに向上させることができる。また、それと同 時に、イレース光の強度が低くても蛍光抑制を容易に起 こすことができ、観察試料のダメージを減少させること ができる。

【0059】上述したような光学的特性を有する分子と しては、たとえば、キサンチン系に属するローダミン (Rhodamine) 菜の分子がある。図14は、ローダミン 系の分子の一つであるRhodamine6G の分子構造式、およ びその光学特性としての各断面積と波長との関係を例示 したものである (E.Sahar&D.Treves:IERE J.Quantum El ectron.. QE-13.962(1977)). この図14において、σ 。はSΟからS1への吸収断面積、σ。はS1からSΟ への誘導放出断面積、 σ。・ はS1からSпへの吸収断 面積、d, はT1からTnへの吸収断面積を表してい

【0060】この図14に例示したように、S0からS 1への共鳴波長は約530ヵmの前後に広がっている (σ。参照)が、S1からSnへの共鳴波長は約500 ~600mmの前後に広がっている(σ。*参照)。そ して、S1からSnへの共鳴波長領域と重複して、約5 30~650mmの領域に蛍光発光帯域が広がっている (σ。 参照)。 さらに、約530~600 nmには特別 な波長帯域が存在することがわかる。すなわち、この波 長帯域の光では、分子をSOからS1へ励起させること はできないが、SlからSnへの二重共鸣吸収過程と誘 導放出が可能となる。

【0061】一般に、このRhodamine6G を初め、ローダ ミン系の分子は、SlからSnに遷移するときの波長 が、S1からS0の振動準位に蛍光過程により脱励起す る際の蛍光波長帯域と重複している。また、クマリン系 の分子もS1からSnに遷移するときの波長帯域がS1 からの蛍光発光波長帯域と重複している。たとえば、ク マリン系分子であるCoumarin500 は、SOからS1への 共鳴波長が260nmの前後、S1からSnへの共鳴波

AVAILABLE COPY

長が355nmの前後、そして、蛍光発光領域が320~460nmの領域に広がっている。

【0062】基本的に、このような光学的性質をもつ分子は、上記のローダミン系分子やクマリン系分子でもそうであるように、ベンゼン環や窒素塩基(つまり、プリン塩基)などの六貝環やペンゼン認為体やプリン誘導体などの六貝環誘導体を一つまたは複数含み、たとえば、ローダミン系分子およびクマリン系分子の他に、キサンチン系分子、オキサンジン系分子、シアニン系分子、オキサーザール系分子、オキサジアゾール系分子、スチルベン系分子がある。

【0063】これらの具体的な分子としては、以下のような分子を例として挙げることができる。2.2''-Dimethyl-p-terphenyl: P-terphenyl(PTP): 3.3'.2'',3'''-Te tramethyl-P-quaterphenyl: 2.2'''-Dimethyl-P-quaterphenyl: 2-(4-Biphenyl)-5-(4-t-butyl-p-quaterphenyl)-1.3,4-oxiazol(BPBD-365): 2-(4-Biphenylyl)-phenyl-1.3,4-oxadiazol: 2.5,2''''-5''''-Tetramethyl-p-quinquephenyl: 3.5.

2'''.5'''-Tetramethyl-p-quinquephenyl: 3.5. 3'''',5''''-Tetra-t-butyl-p-quinquephenyl: 2,5-Di. phenyloxazol: 2,5-Diphenylfuran: PQP (p-Quanterphen yl): 2.5-Bis-(4-biphenylyl)-1.3,4-oxadiazol: p-Qua terphenyl-4, 4'''-disulfonicacid Disodiumsalt: p-Q uaterphenyl-4,4'''-disulfonicacid Dipotassiumsalt: 4,4""-Bis-(2-butyloctyloxy)-p-quanterphenyl: 3, 5,3'''',5''''-Tetra-butyl-p-sexiphenyl:2-(1-Naphth yl)-5-phenyloxazol: 2-(4-Biphenylyl)-6-phenylbenzo xazotetrasulfonicacid Potassium Salt: 2-(4-Bipheny lyl)-6-phenylbenzoxazol-1.3: 4,4'-Diphenylstilben e: [1.1'-Biphenyl]-4-sulfonic acid,4,4''-1,2-ethen e-diylbis-,dipotassium salt: 2.5-Bis-(4-biphenyly 1)-oxazol: 2,2'-([1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldi-2,1-e thenediy1)-bis-benzenesulfonic acid Disodium Salt: 7-Amino-4-methylcarbostyryl: 1,4-Di[2-(5-phenyloxa zoly))benzene;7-Hydroxy-4-methylcoumarin; p-Bis(omethylstyryl)-benzene: Benzofuran,2,2'-[1,1'-biphe nyl]-4,4'-diyl-bis-tetrasulfonic-acid: 7-Dimethyla mino-4-methylquinolom-2: 7-Amino-4-methylcoumarin: 2-(p-Dimethylaminostyryl)-pyridylmethyl Iodide: 7 -Diethylaminocoumarun: 7-Diethylamino-4-methylcoum arin: 2,3,5,6-1H,4H-Tetrahydro-8-methylqinolizino-[9,9a,1-gh]-coumarin: 7-Diethylamino-4-trif]uormet hylcoumarin: 7-Dimethylamino-4-trifluormethylcouma rin:7-Amino-4-trifluormethylcoumarin: 2,3,5,6-1H,4 H-Tetrahydroquinolizino-[9,9a,1-gh]-commarin: 7-Et hylamino-6-methyl-4-trifluormethylcoumarin: 7-Ethy lamino-4-trifluormethylcoumarin: 2,3,5.6-1H.4ll-Tet rahydro-9-carboethoxyquinolizino-[9,9a,1-gh]coumar

in: 2.3.5.6-1H,4H-Tetrahydro-9-(3-pyridyl)-quinoli

zino-[9,9a,1-gh]coumarin: 3-(2'-N-Methylbenzimidaz

olyl)-7-N,N-diethylaminocoumarin: 2.3,5,6,-1H,4H-T etrahydro-9-acetylquinolizino-[9,9a,1-gh]coumarin: N-Metyl-4-trifluormethylpiperidino-(3,2-g)-coumar in: 2-(p-Dimethylaminostyryl)-benzothiazolylethyl Iodide: 3-(2'-Benzimidazoly1)-7-N,N-diethylaminoco umarin: Brillantsulfaflavin: 3-(2'-Benzothiazoly 1)-7-diethytaminocoumarin: 2.3,5,6-1H,4H-Tetrahydr o-8-trifluormethylquinolizino-(9,9a,1-gh)coumarin: 3.3'-Diethyloxacarbocyanine lodide: 3.3'-Dimethyl -9-ethylthiacarbocyanine Iodide: Disodium Fluores cein(Uranin): 9-(o-Carboxyphenyl)-2,7-dichloro-6-h ydroxy-3H-xanthen-3-on2,7-Dichlorofluorescien - Fl uorescein 548: Fluorol 555(Fluorol 7GA): o-(6-Amin o-3-imino-3H-xanthen-9-yl)-benzonic acid(Rhodamine 560): Benzoic Acid.2-(6-(ethylamino)-3-(ethylimin o)-2.7-dimethyl-3H-xanthen9-yl], perchlorate(Rhodam ine 575): Benzonic Acid, 2-{6-(ethylamino)-3-(ethyl imino)-2.7-dimethyl-3X-xanthen-9-yl], ethyl ester, m onohydrochloride(Rhodamine 590): 1,3'-Diethyl-4,2' -quinolyloxacarbocyanine Iodide: 1,1'-Diethyl-2,2' -carbocyanine lodid: 2-[6-(Diethylamino)-3-(ethyla mino)-3H-xanthen-9-y1]benzonic acid(Rhodamine 61 0): Ethanaminium, N-[(6-diethylamino)-9-(2,4-disulf ophenyl)-3H-xanthen-3-ylidene)-N-ethylhydroxid,inn er salt, sodium salt: Malachit Green: 3.3'-Diethylt hiacarbocyanine Iodide: 1,3'-Diethyl-4,2'-quinolyt hiacarbocyanine Iodide: 8-(2-Carboxyphenyl)-2,3,5, 6, 11, 12, 14, 15-octahydro-1H, 4H, 10H, 13H-diquinolizin o(9,9a,1-bc:9',9a',1-hi)xanthylium Perchlorate(Rho damine640): 4-Dicyanmethylene-2-methyl-6-(p-dimeth ylaminostyry1)-411-pyran: 3,3'-Diethyloxadicarbocya nine Iodide: 8-(2,4-Disulfophenyl)-2,3,5,6,11,12,1 4,15-octahydro-1H,4H,10H,13H-diquinolizino[9,9a,1bc:9',1-hi]xanthene(Sulforhodamine 640): 5,9-Diami nobenzo(a)phenoxazonium Percrorate: 9-Diethylamino -5H-benzo(a)phenoxazin-5-one: 5-Amino-9-diethylimi no(a)phenoxazonium Perchlorate: 3-Ethylamino-7-eth ylimino-2.8-dimethylphenoxazin-5-iumPerchorate: 8-(Trifluoromethyl)-2.3,5,6,11,12,14,15-octahydro-1 H, 4H, 10H, 13H-diquinolizino(9,9a,1-bc:9',9a,1-hi)xa ntbylium Perchlorate: 1-Ethyl-2-(4-(p-Dimethylamin ophenyl)-1.3-butadienyl)-pyridinium Perchlorate: C arbazine 122: 9-Ethylamino-5-ethylimino-10-methyl-5H-benzo(a)phenoxazoniumPerchlorate: 3-Diethylamin o-7-diethyliminophenoxazonium Perchlorate: 3-Dieth ylthiadicarbocyanine lodide: Oxazine 750: 1-Ethyl-4-(4-(p-Dimethylaminophenyl)-1,3-butadienyl)-pyrid ininum Perchlorate: 1,1',3,3,3',3'-Hexamethylindod icarcyanine Iodide: 1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyanine Iodide: 2-(4-(p-Dimethylaminophenyl)-1,3-butadien

(15))01-100102 (P2001-100102A)

yl)-1.3.3-trimethyl-3H-indolium Perchlorate: 2-(4-(p-Dimethylaminophenyl)-1,3-butadienyl)-3-ethylben zothoazolium Perchiorate: 1,1'-Diethyl-2.2'-dicarb ocyanine lodide: 1-Ethyl-4-(4-(9-(2.3,6.7-tetrahyd ro-11, 5H-benzo(i,j)-chinolinozinium))-1,3-butadien yl)-pyridinium Perchlorate: 3,3'-Dimethyloxatricar bocyanine lodide: 1-Ethyl-4-(4-(p-Dimethylaminophe nyl)-1,3-butadienyl)-quinolinium Perchlorate: 8-Cy ano-2,3,5,6,11,12,14,15-octahydro-111,4H,10H,13H-di quinolizino(9,9a1-bc:9a',1-hi)xanthylium Perchlora te(Rhodamine 800): 2-(6-(4-Dimethylaminophenyl)-2, 4-neopentylene-1.3,5)-3-methylbenzothiazolium Perc hlorate: 1,1'.3,3,3',3'-Hexamethylindotricarbocyan ine Iodide: IR125: 3.3'-Diethylthiatricarbocyanine Iodide: IR144: 2-(6-(9-(2,3.6.7-Tetrahydro-1H,5Hbenzo(i,j)-chinolizinium)>-2,4-neopentylene-1,3,5hexatrienyl)-3-methyllbenzothiazolium Perchlorate: 3,3'-Diethyl-9.11-neopentylenethiatricarbocyanine Iodide: 1.1'.3.3.3'3'-Hexamethyl-4,4',5.5'-dibenz o-2,2'-indotricarbocyanine lodide-3,3'-Diethyl-4. 4'.5.5'-dibenzothiatricarbocyamine Iodide:1.2'-Die thy1-4,4'-dicarbocyanine lodide: IR140: 2-(8-(4-p-Dimethylaminophenyl)-2,4-neopentylene-1,3,5,7-octa tetraenyl)-3-methylbenzothiazolium Perchlorate: IR 132: 2-(8-(9-(2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H,benzo(i,j)c hinolizinium) >-2,4-neopentylene-1,3,5,7-octatetrae nyl)-3-methylbenzothiazolium Perchlorate: IR26: IR

【0064】以上の分子のなかで、たとえばクマリン系分子である7-Ethylamino-4-trifluormethylcomarin(ClikH10ND,F3:Coumarin500)では、SOからS1への励起波長帯域が266nm前後、S1からS2への励起波長帯域が532nm付近、蛍光波長帯域が532nmとなっている。これらの266nmおよび532nmは、それぞれ、YAGレーザーの四倍波および二倍波に対応しているので、その基本波や高調波を、波長変換可能な非線形媒質または波長変調案子素子としてのBBO結晶やKTP結晶などの非線形結晶により波長変調することで容易に生成することができる。

【0065】よって、この発明の顕微鏡システムにおいて、たとえば、試料染色分子がクマリン系分子であり、 顕微鏡本体におけるボンブ光の光源およびイレース光の 光源としてYAGレーザーを用いることで、優れた超解 像性が得られるだけでなく、色素レーザーを用いた従来 の顕微鏡と比べて、優れた作業性および光学性能を有す ることができる。

【0066】すなわち、使用する波長を、基本的に非線 形結晶の角度を初期設定するだけで決定することができ るため、煩雑な波長調整作業をせずに、所望の励起波長 の発生を容易に行うことができ、また、色素の劣化によ

るレーザーパワーの変動や低下が無く、発振効率も良い ので、高出力なレーザーを用いる必要がなく、光源を小 型で廉価なものとすることができるとともに、生体試料 へのダメージをさらに低減させることができる。

【0067】YAGレーザのビームプロファイルに関し ては、位相面がそろった良好なガウシアンビームの発掘 技術が確立しているので、光軸対称で良質な中空ビーム 型のイレース光を生成することができる。このようなY AGレーザーとしては、たとえば、市販されているパル ス幅20psec以下で、繰り返し周波数100MHz のモードロックYAGレーザーを用いることができる。 【0068】また、染色分子がキサンチン系またはロー ダミン系の分子である場合でも、同様にしてYAGレー ザと非線形結晶を用いてポンプ光およびイレース光を発 生させることができる。たとえば、Rhodamine6G では、 前述のようにS0からS1への共鳴波長は530mmの 前後に広がって、S1からSnへの共鳴波長は500~ 600ヵmの前後に広がっている。530ヵm前後のボ ンプ光は、YAGレーザーの二倍波で対応できる。50 0~600 n m前後のイレース光は、非線形結晶のラマ ン効果を用いて (いわゆるラマンシフター) 簡単に発生 できる。たとえばYAGレーザーの2倍波の532nm の光をラマンシフターに通すことにより、変換効率20 %程度で約長波長側に30nm程度シフトした560n m前後のレーザー光を生成することがきる。

【0069】また、非線形結晶を用いて生成されるYAGレーザーの基本波と高調波との和周波あるいは差周波を有するレーザー光を、ポンプ光またはイレース光とすることもできる。もちろん、YAGレーザー以外にも、上記した各分子に合わせて、波長固定の気体レーザー、固体レーザーまたは半導体レーザーや、各種非線形媒質または波長変調素子を用いることができる。

【0070】たとえば、気体レーザーとしては、エキシマレーザー、銅蒸気レーザー、アルゴンレーザー、HeーNeレーザー、CO2レーザー、HeーCdレーザー、窒素レーザーなどを用いることができ、また、随体レーザーとしては、Nd:YAGレーザー、Tiサファイヤレーザー、YLFレーザー、ルピーレーザーなどを用いることができる。

【0071】これらの各レーザーのなかでも、モードロック型のレーザーは、繰り返し周波数が高く、パルス振幅が数10psec以下であり、この発明の顕微鏡システムにける超解像の顕微鏡本体により適した光源である。近年では、小型で、高輝度、短パルス、高繰り返しである、半導体レーザー励起で、且つモードロック型の固体レーザーも、廉価でメンテナンスフリーとして実現されており、この固体レーザーは、超解像の顕微鏡本体の機能を十分に活かす条件を全て有している。

【0072】上述したような各気体レーザー、固定レーザーまたは半導体レーザーを被長入1ポンプ光の光源お

(也6) 101-100102 (P2001-100102A)

よび波長入2光の光源として用いて、その発振波長や高 調波、あるいは発振波長と高調波との和周波または差周 波を波長入1および波長入2にして、ボンフ光およびイ レース光を発生させる。また、これら各種光源の基本波 や高調波を非線形結晶などの各種非線形数質または波長 変調素干によって波長変調して、波長入1ボンブ光およ び波長入2イレース光を発生させることもできる。

【0073】ところで、蛍光抑制効果を用いた超解像顕 微鏡が理論通りの解像度を有するようになるには、前述 したように、波長入2光であるイレース光を試料面上に 集光して得られるビームを、中央部の光強度がゼロとな る形状とし、照射領域の中央部に蛍光領域を残すように する必要がある。この発明では、イレース光を集光して 得られるビームを、中央部の光強度がゼロとなる形状と するため、光軸と直交する面内で、光軸に関する対象位 置においてπだけ位相がずれる位相分布を有するものと している。

【0074】このような位相分布を有するビームとしては、ベッセルビームが適している。たとえば、図15に 例示したような座標系を仮定すると、ベッセルビームは 次式のような形で表すことができる。

【0075】

[(x,y) =
$$[E(x,y)]^2$$
 $[E_0]_0^2$ exp[ik sin $\theta(x\cos\phi + y\sin\phi)$ exp(-im ϕ)d ϕ d ϕ d

【0076】この式において、E(x,y)は電場ベクトル、E0は電場ベクトルの振幅である。ここで、m=1とすると、上式は、一次のベッセルビームになる。この一次のベッセルビームは、光触上で電場強度がゼロとなる特異点をもち、実は、次式の電磁波の波動力程式を解くことで、得られる。

[0077] 【数12】

$$\Delta E(x,y) - \mu \varepsilon \frac{\partial E(x,y)}{\partial t} = 0$$

【0078】ある軸について軸対移な境界条件を与えれば、数12は(r, ø, z)円筒座標系で次式のように書き直すことができる。

100791

【数13】

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{\partial E}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 E}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial r^2} + k^2 E = 0$$

【0080】ここで、kは波数を示し、改めて図15に例示した座標系を用いれば、ベッセル関数を重ね合わせで表現できる数11の解が得られる。図16は、m=1とした場合の一次ベッセルビームのビーム面、つまり臨面の位相分布を例示したものである。この図16から明らかなように、一次ベッセルビームは、その光軸と直交する面内において、光軸の周りを一回転したときに0から2元まで連続的に変化する位相分布を有しており、軸対称にある電場の位相がお互い元だけずれているので、電場が光軸上において完全に打ち消し合ってゼロとなるため、電場強度が光軸上でゼロとなる特異点を持つことがわかる。

【0081】つまり、この発明の顕微鏡システムは、イレース光の集光ビームをたとえば集光光学系を用いてベッセルビーム、特に一次のベッセルビーム、とすることにより、照射領域の中央部に蛍光領域が残り、理論通り

の解像度を有するようになる。さらに、このベッセルビームは、図17に例示した2次元強度分布であるプロファイルのように、見かけ上拡散しない疑似非回折ビームである。

【0082】従来の顕微鏡では、回折限界を小さくして解像度を高めるために開口数が大きい対物レンズを使用するので、焦点深度が極めて浅くなり、ピント含わせが困難であったが、この発明の顕微鏡システムでは、イレース光の葉光ビームとしてのベッセルビームが疑似非回折ビームであるので、実質的に焦点深度が深くなり、ピント合わせの問題が軽減されることとなる。さらに、顕微鏡本体においては、イレース光により解像度が支配されるので、解像度を低下させることなく、その操作性が高められる。

【0083】上述のような光学的特性を有するベッセルビームを一例としたイレース光の集光ビーム、つまり、 光軸について触対体な境界条件を持ち、光軸に関する対 林位置においてπだけ位相がずれた位相分布を有してい る集光ビームの形成は、既存の光学素子を用いた集光光 学系によって簡単に行うことができる。光軸について軸 対称な境界条件を与えるために、集光光学系は、たとえば、特体醛を持つ反射型対物レンズなどの輪帯光学系、 つまり輪体開口を持つ光学系や、フレネルゾーンプレートなどの回折光学系や、アキシコンなどを備えていることが好ましい。

【0084】また、光軸に関する対称位置においてπだけ位相がずれた位相分布を与えるために、集光光学系は、光軸に対して直交する平面内で位相差分布を与えるような屈折率分布または光路差分布を有する位相板を備えていてもよい。たとえば、完全な一次ベッセルビームのように、光軸と直交する面内において光軸の周りを一回転したときに0から2πまで連続的に変化する位相分布を有する集光ビームは、図18に例示したように、ビームの光軸と直交する面内において、その光軸の周りを回転する方向に位相板が一回転したとき、その屈折率分

(包7))01-100102 (P2001-100102A)

布または光路差分布が0から2πまで連続的に変化し て、形成される。

【0085】なお、完全な一次ベッセルビームでなくて も、光輪と直交する面内において光輪の周りを一回転し たときに0から2mまで不連続的に変化する位相分布を 有する集光ビームならば、屈折率分布または光路差分布 が0から2πまで不連続的に変化しても、形成できる。 イレース光の光源には、このような集光ビームを形成す る機能を持たせるようにしてもよい。

【0086】また、イレース光光源としてのレーザーの 共振器内に、透過型の輸帯型回折格子や、リング状の輸 帯ミラー、フレネルゾーンプレート、輪帯アパーチャ 一、光軸と直交する面内の電場に関して軸対称にある電 板の互いにπだけずれた位相差を与える位相板などを挿 入して、上述した境界条件を与えて直接イレース光自体 を一次ペッセルビームにしてしまうことも可能である。 【0087】さらにまた、イレース光光源としてのレー ザーの共振器の境界条件を調整して、TEM11等の光 **融上において強度がゼロで軸対称のモードパターンを形** 成し、このモードパターンを上述した輪体開口を持つ回 折光学系で集光することにより、たとえば、高次のモー ドパターンを持つ、ガウス型、ラゲール型またはエルミ ート型のいずれかの発振モードのレーザービームを、イ レース光の集光ビームとしてもよい。

【0088】一方、この発明の顕微鏡システムの顕微鏡 本体においては、さらに、中空ビームで試料粒子を捕獲 および移動することのできる、マイクロマニュピュレー 夕機能をも有することができる。中空ビームを照射する と、試料粒子は、レーザー強度の強い領域に吸引され て、その安定点が中空ビームの集光点位置の中空部にな って、中空ビーム内に完全に封印されて捕獲されるよう になる。この発明の顕微鏡本体では、捕獲対象の試料に はほとんどレーザー光が照射されないので、試料へのダ メージを抑制することができる。さらに、その空間移動 は、通常のレーザービームのように、ガルバノミラー等 の光学系によるビーム走査で実現できる。

【0089】また、捕獲に適切なレーザー強度は、約数 10MW/cm² であることが知られており、この強度 は、この発明の顕微鏡システムにおける顕微鏡本体で用 いられるイレース光の最大強度とほぼ等しいので、上述 したイレース光の光源および集光光学系をそのまま利用 できる。従って、この発明の顕微鏡システムでは、中空 ビームを用いることで、試料を、光照射によるグメージ を与えることなく、捕獲および移動させることができ、 高度なマイクロマニュピュレータ機能を有することがで **\$\$.**

【0090】以下、添付した図面に沿って実施例を示 し、この発明の実施の形態についてさらに詳しく説明す 8.

[0091]

【実施例】(実施例1)この発明の顕微鏡システムにお いて、調整された試料が、Rhodamine6G により染色され たものであり、顕微鏡本体が、ポンプ光(つまり、Rhod amine6G を基底状態SOから第一電子励起状態S1へ励 起させる波長入 1 の光) の光源およびイレース光 (つま り、第一名子励起状態S1のRhodamine6Gを第二電子励 起状限S2へ励起させる波長入2の光)の光源としてY AGレーザーを備えているとする。 また、 YAGレーザ ―の波長変調索子として、ラマンシフターも備えている とする。

【0092】Rhodamine6G は、上述したように、二重共 鳴吸収と誘導放出とによる優れた蛍光抑制を実現させる ことができ、そのS0からS1への励起波長入1は53 2nm、S1からS2への励起波長入2は560nmで あるので、YAGレーザーの二倍高調液光(=532n m)をポンプ光とし、その二倍高調波をラマンシフター で560ヵmに液長変調したものをイレース光とする。 【0093】下記の表1は、532nmおよび560n mにおけるRhodamine6G の光学パラメータを例示したも のである.

[0094] 【表1】

S0→S1級収耐面積

σ μτ : 4 × 1 0 - 1 a cm a (5 3 2 cm)

S1→S2級収耐面積

σ12: 1 × 1 0-10cm2 (5 8 0 mm)

壶光亮光面積

vf:2×10-1"cm" (560nm)

卷光李命

t : Sneeckt

【0095】さらに、顕微鏡本体に備えられた集光光学 系によってイレース光を集光して得られるビームは、そ の光軸と直交する面内で、光軸に関する対称位置におい てπだけ位相がずれ、且つ光軸の周りを一回転したとき に0から2πまで連続的に変化した位相分布を有してい るとする、そして、集光光学系は、このような位相分布 をイレース光の集光ビームに与えることのできる、図1

8に例示したような屈折率分布または光路差分布を有す る位相板を備えている。

【0096】このようなこの発明の顕微鏡システムにお ける顕微鏡本体の分解能の高さは、前記の一次ベッセル ビームの一般式である数11で表される。 この分解能の 言さは、イレース光の集光光学系の開口数が、図19の ように具体的に与えられていると、次式のようなコンボ (18))01-100102 (P2001-100102A)

リューション計算の形式で書き直すことができる。 [0097]

【数14】

 $I(x,y) = |E(x,y)|^2 |E_0| \int_{X^2+Y^2=2} PSF(x-x',y-y') exp[-i \phi(x',y')] k' dy']^2$

[0098]この式において、PSF(x,y)は光学 系の2次元点像分布與数、Φ(χ. y)は位相分布、α は積分領域の半径を示している。また、集光光学系が輸 帯光学系である場合には、PSF(x,y)は、次式で 与えられる.

[0099] 【数15】

$$PSF(x,y) = \frac{2J_1(2\pi\xi)}{2\pi\xi} - \frac{2\rho_0J_1(2\pi\xi)}{2\pi\xi}$$

【0100】但し、p。は集光光学系の瞳の遮光率であ り、をは次式となる。

[0101]

【数16】

$$\xi = \frac{NA}{\lambda} \sqrt{x^2 + y^2}$$

【0102】但し、NAは集光光学系の開口数、入はイ

レース光の波長を示している。数15において、ρ 。は、0~1の間で値を取り、0のときは、4年光学系 が精帯光学系ではない場合のPSF(x,y)を示す。 ここで、数14で与えられるI(x,y)を前記の数8 に代入すれば、S1の分子が均一に分布した試料面にイ レース光を照射したときの蛍光強度F1(x, y)を次 式のように求めることができる。

[0103] 【数17】

「数17]
$$F_1(x,y) = \Phi(I_0\sigma_{01}N_0t) - e^{\left(\sigma_{12}1(x,y) + \frac{1}{\tau}\right)T}$$
The state of the following and the following an

【0104】さらに、蛍光抑制に誘導放出が寄与する場 合には、誘導放出断面積を6fとして、数17は数18となる。

[0105]

【数18】

無光光学系の開口数、入はイ 【数18】
$$F_1(x,y) = \Phi(I_0\sigma_{01}N_0t) \cdot e^{-\left((\sigma_{12} + \sigma_1) + I(x,y) + \frac{1}{\tau}\right)t}$$

【0106】したがって、蛍光ラベラー分子がRhodamin e66 であり、イレース光の集光ビームが上述したような 位相分布を有している場合では、この数18を用いて、 Rhodamine6G が第一励起状態から基底状態へ脱励起する 際に発光する蛍光を、どの程度の空間分解能で検出でき るかを見積もることができる。そこで、本実施例1にお けるこの発明の顕微鏡システムの顕微鏡本体が検出でき る空間分解能を、数18により求めた。

【0107】表2は、この際に用いた環境パラメータを 例示したものである。

[0108]

【表2】

集光レンズ関ロ数	0.75
光学系建の選光學	0.95
レーザー光パルス幅	1 5 Opsec
ポンプ光変長	5 3 2 m
インース光波長	5 6 0 mm
イレース光フォトンフラックス	9.6×10° photons/sco/cat
イレース光レーザー独定	3 4 MV/cm²

【0109】また、Rhodamin6Gの光学パラメータは上記 表1の値を用いた。 なお、 ボンア光のフォトンフラック スは指定してないが、RhodaminGの場合では、YAGレ ーザーの二倍合調波の波長帯域における o12が十分な数 のS1を生成できる大きな吸収断面積であるとして、特 にS1の生成量と均一性の論議は無視している。

【0110】図20は、算出されたイレース光強度 I (x,y)と蛍光強度 F_1 (x,y)とを例示したもの である。なお、各強度はそれぞれのピーク値で規格化し ている。この図20から明らかなように、イレース光強 度はその中央部においてゼロとなっており、蛍光強度も 中央部において高く、蛍光領域が中央部にのみ残ってい ることがわかる。 集光光学系のRayligh-limit は、45 5 nmであるが、もし蛍光強度F₁ (x, y)の半値福 をRhodami ne6G を検出できる空間分解能と定義すると、 それは100mmとなり、集光光学系の回折限界を上回 っている。つまり、本実施例におけるこの発明の顕微鏡 システムの顕微鏡本体は、優れた超解像性を有している ことがわかる。

【0111】一方、ポンプ光およびイレース光の光源としているYAGレーザーとしては、麻価で、安定性の高いモードロック型のものを用いることができ、たとえば、ポンプ光としての二倍高調波523 nm光の一部をビームスプリッターで取り出し、これを、安全性のよいBBO結晶などの非線形結晶や、ラマンシフターなどの波長変調素子または非線形媒質で560 nmに波長変換して、イレース光とする。このように光源の構成は極めて簡単なものとなる。

【0112】また、YAGレーザーが、モードロック型であり、且つ半導体レーザー励起型である場合には、繰り返しが高い100MHz、且つ数10psecの短パルス光を得ることができるとともに、光源を小型でソリッドステートのメンテナンスフリーであるものとすることができる。さらには、照射光の強度が低くくて良く、また、照射光波長が生体試料の光吸収帯域ではない500mi近辺であるので、生体試料へのダメージを極めて少なくすることができる。

【0113】また、Rhodanine6Gと同様に、たとえば、7-Ethylamino-4-trifluormethycounarin(C₁₂H₁₀M₂F₉:Coumarin500)は、前述したように、ポンプ光とイレース光が、YAGレーザーの二倍高調液と四倍高調液で対応することができ、イレース光の強度を100MW/cm1として、Rhodamine6Gと同じ100nm程度の空間分解能を得ることができる。

【〇114】また、Rhodamine6G や7-Bthylamino-4-trl fluoraethycoumarinとは異なり、YAGレーザーの基本波とその高調波を簡単な非線形結晶で変調して生成できる波長ではない共鳴波長入1および入2を有する分子の場合には、YAGレーザーの発掘波長を、たとえば、オプティカルパラメトリックオシレータ(OPO)などのような、非線形結晶を用いた光学システムで変調することができる。

【0115】もちろん、YAGレーザーであるので、従来用いられてきた色素レーザーなどと比べ、色素の交換などを行う必要がなく、顕微鏡本体の操作性が向上される。

(実施例2)上述の実施例1では、イレース光の集光ビームを、光軸の周りを一回転したときに0から2元まで連続的に変化した位相分布を有したものとしているが、本実施例2では、不連続的に変化した位相分布を有したものとする。

【0116】不連続的に変化した位相分布をイレース光の集光ビームに与えるには、たとえば、図21に例示したように、光軸間りに不連続に変化する屈折率分布(n1~n8)を有する位相板を用いる。ここで、たとえ

ば、蛍光ラベラー分子をRhodamine6Gとし、その光学パラメータおよび環境パラメータをそれぞれ表1および表2とした場合において、顕微鏡本体の集光光学系が、図22に例示したように光軸周りを四分割し、0. π/2. π,3 π/4と、飛び飛びの不連続位相分布をイレース光の集光ビームに与える屋折率分布を有する位相板を備えているとして、イレース光の集光ビームの強度分布と、発光される蛍光の強度分布とを求めた。

【0117】図23(a)(b)は、各々、位相板の構造と光学パラメータを例示した平面図および側面図である。この図23(a)(b)に例示した位相板は、ガラス基板(BK-7)上にフッ化マグネシューム膜がコートされて形成されている。フッ化マグネシューム膜は、波長560nmにおいて屈折率が1.38であるので、膜厚350nmで入人4の位相差を与える。よって、光軸間りを四分削した各領域において0、 $\pi/2$. π .* および $(3\pi)/2$ の位相分布を与えることのできる各膜厚は、それぞれ、図23(a)に例示したように、350nm、700nm、1050nm、および0nmとなる。

【0118】また、このような屈折率分布を有するフッ 化マグネシューム限などの光学薄膜をコーティングする 他にも、ガラス基板を直接エッチングすることにより、 各領域の位相を与える光路差を有するようにして位相板 を形成してもよい。なお、このように光学薄膜のガラス 基板上へのコーティングまたはガラス基板のエッチング により形成される位相板では、イレース光の位相面の乱 れを防ぐために、ガラス基板自体の平行度や粗さが入/ 4の位相差を与える光路差より小さい必要がある。

【0119】つまり、フッ化マグネシューム膜を用いた位相板では、ガラス基板自体の平行度や粗さによる光路差の乱れが350nm以下としている。図24は、このような図23の位相板を備えた集光光学系により集光されて得られたイレース光の集光ビームの強度と蛍光強度とを例示したものである。この図24から明らかなように、イレース光の集光ビーム強度は、実施例1における図20に例示したイレース光集光ビーム強度とほぼ同じ形状となっており、中央部の光強度がゼロとなっていることがわかる。

【0120】つまり、イレース光の魚光ビームが、光軸 周りに不速続的に変化した位相分布を有している場合で も、優れた超解像性が実現される。また、位相板の製作 において、光軸周りに不連続的に変化した屈折率分布ま たは光路差分布を有するように、たとえばフッ化マグネ シューム膜を製膜することは、連続的に変化させるより も、極めて簡単であり、製作コストの低減を図ることが できる。

【0121】(実施例3)この発明の顕微鏡システムでは、波長入2光であるイレース光を集光して得られるビームが、非回折ビームである一次ベッセルビームである

(20))01-100102(P2001-100102A)

ことが最も望ましいが、顕微鏡本体を理論通りの超解像 度を有するものとするには、前述したように、中央部の 強度がゼロとなる形状を有していれば良い。

【0122】したがって、図18または図22に例示し たような位相板で位相変調されたビームを、通常の集光 光学系、つまり実施例1のように輪帯光学系を備えてい ない集光光学系によって、縮小結像するだけでよく、非 回折性はなくなるが、優れた超解像性を実現することは できる。図25は、試料がRhodamine6G により染色され たものであり、瞼の遮光率をゼロとし、光学パラメータ および環境パラメータを表1および表2の値とした場合 で、算出したイレース光集光ビームの強度分布および蛍 光強度分布を例示したものである。

【0123】この図25から明らかなように、位相仮を 備えた通常の集光光学系によって集光されたビームは、 その中央部の強度がゼロとなる形状を有しており、中央 部に蛍光領域が残っている。集光光学系のRayleigh-lim itは455nmであるが、もし蛍光強度下。(x.y) の半値隔をRhodanine6G を検出できる空間分解能とする と、それは200mmとなり、集光光学系の回折限界を 上回っている。したがって、優れた超解像性が得られて いることがわかる。

【0124】(実施例4)図26は、超解像顕微機能を 有するこの発明の顕微鏡システムの一例を示した要部構 成図である。この図26に例示した顕微鏡システムで は、蛍光ラベラー分子としてRhodamine6G を用いてい る。つまり調整された試料(100)を、Rhodamine6G により染色したものである。

【0125】波長入1光であるポンプ光および波長入2 光であるイレース光の光源として、モードロック型のN d:YAGレーザー(1)が備えられ、その波長変換用 の非線形媒質としての非線形結晶であるBBO結晶

(2) が備えられており、このN d : Y A G レーザー (1)の基本波をBBO結晶(2)により波長変換し て、二倍高調波532ヵmを発振させ、これをポンプ光

としている.

【0126】このポンプ光の光路上にはハーフミラー (3) が備えられており、このハーフミラー (3) によ って、二倍高調波の一部、つまりポンプ光の一部を取り 出し、非線形結晶としてのBa(NO。) a結晶で構成 されたラマンシフター(4)によって、563 nmに波 長変換し、これをイレース光としている。このイレース 光は、ミラー(5)を介して、実施例2において例示し た位相板(6)に照射されて、この位相板(6)によっ て中央部の電場強度がゼロとなる中空ピームに成形され

【0127】この中空ビームとして成形されたイレース 光とポンプ光は、ダイクロックミラー (7) により同じ 光路を通るようにされ、そして、次のダイクロックミラ - (8) および集光対物レンズ (9) を介して、図中の

矢印方向に移動する二次元移動ステージ(10)に設置 されている、調整された試料(100)上に集光され

【0128】このようにして集光されたポンプ光および イレース光の照射により、調整された試料(100)か ら発光する蛍光は、ダイクロックミラー(8)により反 射され、蛍光集光レンズ(11)によって、シャープカ ットフィルター (12) およびピンホール (13)を介 して、フォトマル(14)の受光面に集光される。ダイ クロックミラー (8) は、 ポンプ光およびイレース光を 透過し、蛍光帯域で反射率をもつ干渉フィルターであ る。このため、ポンプ光およびイレース光と、シグナル 光である蛍光との分別が可能となっている。

【0129】また、ダイクロックミラー(8)とフォト マル(14)との間に配設されているシャープカットフ ィルター(12)は、 ダイクロックミラー (8)などの 表面散乱により混入したホンプ光およびイレース光をカ ットする帯域フィルターであり、ピンホール(13) は、同じく空間的に拡散した迷光をカットする空間フィ ルターとして機能するものである。これらシャープカッ トフィルター (12) およびピンホール (13) によっ て、蛍光の検出感度の向上と、S/N比の向上が図られ

【0130】このような構成を有するこの発明の顕微鏡 システムにおいて、N d:Y A G レーザーのパルス光の 照射のタイミングと问期して、二次元移動ステージ(1 0)を移動させながら、蛍光の強度をモニターすること により、調整された試料(100)の2次元蛍光画像を 得ることができる。なお、ポンプ光とイレース光の強度 はフォトマル(15)によりモニターしており、 たとえ ば、信号処理を加えることでレーザー光の強度変換によ る各ピクセルごとの画像信号の変動を抑制でき、画質の 向上を図ることができる。

【0131】もちろん、このような図26に示した例に おいて、各構成要案については様々な態様が可能であ り、また、他の機能の付加も可能である。たとえば、為 光対物レンズ(9)としては、通常の光学レンズを用い れば、集光点中央で強度がゼロとなるイレース光集光ビ 一ムを形成することができ、また、光軸の周りを周回す る対称な境界条件を与えるものを用いれば、非回折ビー ムである一次ベッセルビームを形成することができる。 【0132】以下に一次ベッセルビームを形成すること のできる集光対物レンズ(9)としての光学系を例示し て説明する.

(1) 輪帯光学系

この輪帯光学系としては、たとえば図27に例示したよ うな、環状の輪帯スリット(16)と通常のガラスレン ズ(17)とが組み合わされてなるものがある。現状の 輪帯スリット(16)を用いる場合には、たとえば、輪 帯スリット(16)の前にエタロン(図示していない)

(\$1))01-100102 (P2001-100102A)

を配管させ、その一次回折光を利用して、通過する光量 を増加させることが望ましい。

【0133】また、輪帯瞳をもともと有する輪帯光学系 もあり、それ自体が一次ペッセルビームの形成に必要な 境界条件を持っている。この輪帯聴をもともと有する輪 帯光学系としては、たとえば、図28に例示したような 反射対物レンズなどがある。この反射対物レンズは、カ セグレンまたはシュバルツシルド型光学系であり、内側 に配置されている凸曲面の反射ミラーが、光学瞳の中央 部を遮蔽しており、実質上、上記の環状給帯スリット

(16)と同様な役割を果たしている。 反射型光学系 としては、図29に例示したような斜入射型のWalt er型レンズもある。このWalter型レンズは、極 端な輪帯光学系であり、ほぼ理想的な環状輪帯スリット を用いたことと等価になる。

【0134】(II)回折光学系

動材称な回折光学系(透過型および反射型を含む)も、 光軸の周りを周回する対称な境界条件を前記の数12の 波動方程式に与えるので、集光光学系として適用するこ とができる。この回折光学界としては、たとえばフレネ ルゾーンブレートがある。 図30(a)(b)は、各 々、遠過型および反射型のフレネルゾーンプレートを例 示したものである。フレネルゾーンプレートは、もとも と結像能力を有しているので、集光能力と一次ベッセル ビーム形成に必要な境界条件とを併せ持っている。

【0135】また、単に、境界条件を与えることのみを 目的とする場合には、図31に例示したように、同心円 上に溝や螺旋溝が切られてなる回折格子が備えられてい てもよい。

(III) アキシコン

アキシコンも軸対称の光学系であり、軸上の点光源をそ の軸上の広い範囲に渡って結像させることができる。図 32は、アキシコンの一例を示したものである。 この図 32に例示したアキシコンは、円錐面とメッキした平面 とを有する、マクレオードと呼ばれる反射レンズであ る。このアキシコンは、ある範囲で軸上の点に対し必ず 触上同一点が存在し、軸外の点に対してはそれと対称の 点に像点が存在する。このようなアキシコンも光軸の周 りを周回する対称な境界条件を与えるものである。

【0136】以上のような光学系を集光対物レンズ

(9) として備えることができる。また、図26に示し た例において、蛍光検出器としては、フォトマルのよう な光電子倍増管以外にも、PINフォトダイオードやC CD等の半導体検出器が備えられていてもよい。Rhodam ine6G を蛍光ラベラー分子とした場合には、光源につい ても別の手段が可能である。たとえば、イレース光を生 成するためには、ラマンシフター (4) の代りに、OP ○や色素レーザーを用いることも可能ではある。この場 合には、イレース光が波長可変となるためラベラー分子 として、Rhodamine110などのローダミン系分子を利用す

ることができる。

【0137】さらにまた、図26の顕微鏡システムで は、調整された試料(100)の二次元蛍光関像を得る ために、二次元移動ステージ(10)を築光ビームに対 して相対的に二次元移動させるようになっており、この 他にも、たとえば、従来のレーザー走査型顕微鏡のよう に、直接、ガルバノミラーなどにより光学系を振動させ て、ビーム自体で調整された試料(100)上を二次元 走査することもできる。

【0138】 (実施例5) 図33は、共焦点型の超解像 顕微機能を有するこの発明の顕微鏡システムの一例を示 した要部構成図である。この図33に例示した顕微鏡シ ステムでは、調整された試料(100)が、Coumarin50 0 により染色されたものとしている。

【0139】ポンプ光およびイレース光の光源として、 モードロック型のNd:YAGレーザー(1)が備えら れており、このNd:YAGレーザー(1)の基本液 (1064 nm) はハーフミラー (28) によって二系 統に分岐される。分岐された一方の基本波は、BBO-1 結晶からなる三倍波発生器(18)により355nmに 波長変換されて、ポンプ光とされる。他方の基本波は、 ミラー(29)を介してBBO-2結晶からなる二倍波発 生器(19)に入射され、この二倍波発生器(19)に より355mmに波長変換されて、イレース光とされ

【0140】イレース光は、ミラー (30)を介して、 実施例2において例示したような位相板(31)に照射 され、この位相板(31)によって中央部が電場強度が ゼロとなる中空ビームに成形される。この中空ビームと されたイレース光とポンプ光は、ダイクロックミラー (20)により同じ光路を通るようにされる。

【0141】また、このダイクロックミラー(20)と 三倍波発生器(18)との間には、偏光子(21)が配 設されており、この傷光子(21)によって、ポンプ光 の偏光面を自由に回転できるようになっている。ダイク ロックミラー(20)により同軸上に光路を揃えられた ボンプ光およびイレース光は、シュバルツシルド型反射 光学系であるコンデンサーレンズ (22) によりピンホ ール(23)を照明する。

【0142】集光されたポンプ光およびイレース光によ り照明されたピンホール(23)の像は、あらためてマ イクロビーム形成用の光源として用いられる。 ピンホー ル(23)を通過したポンプ光およびイレース光は、ダ イクロックミラー(24)を透過し、シュバルツシルド 型反射光学系である対物レンズ(25)によって、二次 元移動ステージ(10)上に設置されている、調整され た試料(100)上に、集光される。

【0143】シュバルツシルド型反射光学系であるコン デンサーレンズ(22)および対物レンズ(25)は、 アルミなどの金属膜がコーティングされた各鏡面を有し (22))01-100102(P2001-100102A)

ており、赤外から紫外領域までの広い波長領域の光を色 収益なく結像できる。したがって、波長の異なるポンプ 光とイレース光とを、全く同じ結像性能、且つ高分解能 で、調整された試料(100)上に集光できる。このシ ュバルツシルド型反射光学系は、除帯光学系であり、内 **側に配置されている凸面鏡の半径を調整して、遮光率**ρ ₀ を0から1の間の値とすることで、一次ベッセルビー ムの形成に必要な境界条件を与える。

【0144】 集光されたポンプ光およびイレース光の照 射により、調査された試料(100)から発光する蛍光 は、対物レンズ (25) を介して、 ダイクロックミラー (24)により反射される。この際、ポンプ光とイレー ス光の散乱光や迷光は、ダイクロックミラー(24)で 反射されないので、信号光である蛍光光のみを分別でき

【0145】そして、 ダイクロックミラー (24) によ り反射された蛍光光は、ピンホール(26)を通過し、 シャーアカットフィルター (27)によってボンプ光と イレース光の残光がカットされて、フォトマル(14) の受光面に集光される。このような図33に例示したと の発明の顕微鏡システムにおける顕微鏡本体の光学系 は、共焦点光学系である。すなわち、ピンホール(2 3) および (26) は、調整された試料 (100) 上の **集光点を中心にして光学的に共焦点位置にある。このた** め、同等の共焦点光学系を有する走査型レーザー蛍光顕 微鏡と同様にS/N比に優れ、しかも二次元移動ステー ジ(10)の光軸方向の移動により、調整された試料 (100) の三次元の蛍光画像を得ることができる。 【0146】また、偏光子(21)によって、超解像機 能の他に新たな有用な機能が付加されている。一般に、 分子は特定の方向の電気ベクトルに対して吸収が強くな り、たとえば、ベンゼン誘導体やプリン誘導体は分子平 面の平面方向と同じ方向の電気ベクトルを持つ光を吸収 する。その場合、ポンプ光の偏光方向を回転させること によって、特定の方向に空間配向した分子のみを励起 し、蛍光を起こさせることができる。したがって、個光 子(21)により、ポンプ光の偏光方向を変えながら、 蛍光画像を撮ることで、調整された試料(100)の特 定の分子あるいは粗糙の空間的配向特性を分析できるよ

うになる。 【0147】 (実施例6) 図34は、この発明の顕微鏡 システムの他の一例を示した要部構成図である。この図 34に例示した顕微鏡システムは、短解像顕微機能の他 に、中空マイクロビームを用いたマイクロマニュピュレ ータ機能をも有している。さらに、通常の蛍光顕微機能 も持ち合わせ、レーザー走査をしなくとも常にリアルタ イムで、調整された試料(100)からの蛍光像をモニ ターできるようになっている。

【0148】この図34に例示した顕微鏡システムにお いて、調整された試料(100)は、Rhodamine6G によ

り染色されたものとなっている。超解像顕微機能のため のポンプ光とイレース光の光源および波長変換用の非線 形奴質として、モードロック型のNd:YAGレーザー (32) および非線形結晶であるKTP結晶(35)が 備えられている。また、マイクロマニュピュレータ機能 用の中空マイクロビームを形成するためのレーザー光源 および波長変換用の非線形媒質として、連続発掘CWの Nd:YAGレーザー(33)およびKTP結晶(3 6) が備えられている。さらにまた、通常の蛍光顕微機 飽のための光源として、水銀ランプ(31)も設けられ ている。

【0149】まず、超解像顕微機能について説明する。 Nd:YAGレーザー(32)の基本波はKTP結晶 (35)により波長変換されて、ポンプ光としての53 2 nmの2倍高調液が発振される。 このポンプ光の一部 は、ハーフミラー (37) により取り出されて、ミラー (38) を介して、Ba(NO₃) 結晶で構成されたラ マンシフター (39) に入射され、 このラマンシフター (39) により563 n mに波長変換されて、イレース 光とされる。

【0150】イレース光はダイクロックミラー(40) に入射し、このダイクロックミラー (40) によって、 混入した532mmの二倍高鉛波がカットされて、56 3 nmの光のみが純度良く抽出される。このイレース光 は、さらに、実施例2において例示したような位相板 (6)により、中央部で電場強度がゼロとなる中空ピー ムに成形される。

【0151】この中空ビームに成形されたイレース光と ポンプ光とは、ダイクロックミラー(41)により同じ 光路を迎るようにされる。 ハーフミラー (37) とダイ クロックミラー(41)との間には偏光子(21)が設 置されており、この偏光子(21)によってポンプ光の 偏光面を自由に回転できるようになっている。

【0152】ダイクロックミラー(41)により同軸上 に光路を揃えられたポンプ光およびイレース光は、さら にリレーレンズ (42) により成形された後、ハーフミ ラー(43)により反射されて対物レンズ(9)に入射 し、この集光対物レンズ(9)によって、二次元移動ス テージ(10)上に設置されている、調整された試料 (100)上に集光される。

【0153】ボンプ光およびイレース光の照射によって 調査された試料(100)から発光する蛍光は、ハーフ ミラー (43) および (44) を透過し、ハーフミラー (45)によってレンズ(46)に入射する方向に反射 される。 そして、 レンズ (46) によってピンホール (47)の中央に集光された役、レンズ (48)を介し てスペクトルメーター(49)に入射する。

【0154】 ピンホール(47)は、空間フィルターと して機能し、調整された試料(100)以外、たとえば 光学系など、から発する蛍光等をカットして、測定のS (23))01-100102 (P2001-100102A)

/N比を高める役割をする。また、この図34に示した例では、蛍光検出器としてスペクトルメーター(49)が備えられているため、単に蛍光強度を測定するだけでなく、蛍光スペクトルの観測やレーザー照射に対する時間応答の測定をも行うことができるので、調整された試料(100)の化学構造や組成の解析ができる。さらに、偏光子(7)によって、ポンプ光とイレース光の優光面を相対的に変化させることで、組成の空間配向情報も得られる。

(0155) このように、調整された試料(100) に対する様々な測定や解析を行うことができる、非常に優れた超解像顕微機能を有している。次に、マイクロマニュピュレート機能について説明する。マイクロマニュピュレートにおいて粒子を捕獲する場合は、基本的に、連続発振光源を用いる必要があるので、連続発振光源として、CWのNd: YAGレーザー(33)が備えられている。

【0156】このNd:YAGレーザー(33)の基本 波がKTP結晶(36)により波長変換されて532 n mの二倍高調波が発生される。この二倍高調波を、マイクロマニュピュレートに用いる中空マイクロピーム生成 用の光源としている。ハーフミラー(38)を通過した 二倍高調波は、ラマンシフター(39)によって563 n m に波長変換され、さらに、ダイクロックミラー(40)により、混入した532 n m の二倍高調波がカットされて、563 n m の光のみが純度良く抽出される。

【0157】この563nm光は、位相板(6)により、中央部で電場強度がゼロとなる中空マイクロビームに成形され、ダイクロックミラー(41)およびリレーレンズ(42)を通過して、ハーフミラー(43)により集光対物レンズ(9)に入射するように反射される。そして、集光対物レンズ(9)により、調整された試料(100)上に集光される。

【0158】このように、マイクロマニュビュレート用の563nm中空マイクロビームは、上述した超解像機能用のイレース光と同じ光学系を用いることができる。「光ビンセット」と称されている従来のマイクロマニュビュレートでは単一の粒子しか移動させることができなかったが、この中空マイクロビームを用いたマイクロマニュビュレートは、中空マイクロビーム内に複数個の粒子を閉じ込めることができ、「光ピペット」として機能することができ、高度なマイクロマニュビュレートを行うことができる。もちろん、レーザー強度も非常に弱くてすむので、試料へのダメージを減少させることができる。

【0159】実際のマイクロマニュピュレートの際には、全体の顕微鏡像をモニターしながら操作するので、 顕微鏡像をモニターするための通常の蛍光顕微機能をも付加されている。この蛍光顕微機能のための光源として は水銀ランプ (31)が備えられており、この水銀ラン

プ(31)からの光は、ハーフミラー(44)、ハーフミラー(43)および朱光対物レンズ(9)を介して、 調整された試料(100)上に照射される。そして、この光照射により発光した黄光像は、ふたたび、集光対物レンズ(9)、ハーフミラー(43)およびハーフミラー(44)を介して、CCDカメラ結像レンズ(50)に入射し、このCCDカメラ結像レンズ(50)によって、CCDカメラ(51)の受光面上に直接結像される。この蛍光像は、直接、CRT上で随時モニターできる。

【0160】したがって、CRT上の蛍光像を見ながら、中空マイクロビームにより、たとえば赤血球などの粒子を、高度にマイクロマニュビュレートすることができる。

(実施例7)この発明の顕微鏡システムでは、顕微鏡本体を優れた短解像性および操作性とするめに、イレース光を集光して得られるビームを、一次ベッセルビームとすることが望ましい。

【0161】一次ベッセルビームの成形は、上述したように集光光学系に備えられる位相板や、輸帯光学系、四折光学系、アキシコンなどを用いて行う他にも、イレース光の光源としての気体レーザー、固体レーザーまたは半導体レーザーの共振器内に一次のベッセルビームを形成するのに必要な境界条件を与えることで、イレース光自体を一次ベッセルビームとすることが可能である。

【0162】図35は、その境界条件を兼ね備えたレーザー共振器の一例を示した要部構成図である。この図35に例示したレーザー共振器は、通常の焦点距離1のレンズ(53)、位相板(54)、出力ミラー(55)を備えており、さらに、端面の共振器ミラーとして、リング状の輪帯ミラー(52)を備えている。

【0163】このリング状輪帯ミラー(52)内でビーム光軸に対して軸対称な境界条件が与えられ、さらに、光軸と直交する面内の電場に関して軸対称にある電場が互いにπだけずれた位相差をビームに与える位相板をレーザー共最器内に設けることにより、一次ベッセルビームを直接発生させることができる。このようなリング状輪帯ミラー(52)や位相板をレーザー共振器内に設けて境界条件を与えることにより、顕微鏡本体の集光光学系の構造を単純にし、アライメントなどを非常に簡単なものとすることができる。

【0164】図36は、Nd: YAGレーザー(56)が図35に例示した構成のレーザー共振器を持つ場合の、この発明の顕微鏡システムの一例を示した要部構成図である。この図36に示した例では、調整された試料(100)がRhodamine6Gにより染色されたものであるとし、光源として、図35に例示した構成のレーザー共振器を持つモードロック型のNd: YAGレーザー(56)が備えられている。

【0165】このNd:YAGレーザー (56) は、 直

(24))01-100102 (P2001-100102A)

接一次ベッセルビームの基本波を発生させることがで き、この基本波をKTP結晶(57)によって532 n mの二倍高調波に波長変換して、ポンプ光として、ま た、その二倍高調波の一部をBa(NOa)2 結晶から なるラマンシフター (4) により563 nmに波長変換 して、イレース光とする。

【0166】このイレース光は、すでに一次ベッセルビ **ームであるので、集光光学系において、前述した実施例** におけるイレース光を中空ビームとする位相板(6) や、一次ベッセルビームとする輪帯光学系などの光学系 を備える必要がなく、そのままダイクロックミラー

(7) (8) および集光対物レンズ (9) を介して、調 整された試料(100)上に集光させることができる。 【0167】 もちろん、 調整された試料(100) 上の 焦光ビームは、一次ベッセルビームとなっている。この ように一次ペッセルビームを形成する光学系が全てレー ザー内に強固に組み込まれていることにより、簡単な構 成であるとともに、ずれに強く、安定性に優れた焦光光 学系となり、超解像性および操作性をさらに向上させる ことができる.

【0168】一次ベッセルビームを形成する境界条件を 与えることのできる光学系としては、上記のリング状の **輪帯ミラー(52)や光軸と直交する面内の電場に関し** て軸対象にある電場が互いにπだけすれた位相差をピー ムに与える位相板の他にも、輪帯回折格子、フレネルゾ ーンプレート、輪帯アパーチャーなどを、イレース光レ 一ザー光源の共振器内に備えることができる。

【0169】なお、一般に、レーザーは、その共振器の 構成によって、様々なモードパターンをもつビームパタ ーンを生成することができるので、ガウス型、ラゲール 型またはエルミート型の高次発振モードでは、図37 (a)~(d)に例示したように、レーザービームの中 央部で強度がゼロとなるパターンが存在する。よって、 光源としての各種レーザーは、そのレーザー共振器を図 35に例示したような構成とする他にも、ガウス型、ラ ゲール型またはエルミート型の高次発展モードをもつレ ーザービームを発掘させることで、一次ベッセルビーム と同様に、優れた超解像性を有することができるように

【0170】(実施例8)上述したようなこの発明の顕 微鏡システムでは、いくつかのフィルター素子を用いる ことで、発光検出器に入射する、試料からの蛍光信号の S/N比を向上させることができる。一般に、超解像顯 微鏡では、検出すべき観察試料からの蛍光の他に、いく つかのバックグラウンド光が存在する。これらのバック グラウンド光としては、i)ポンプ光の散乱光、ii) イレース光の散乱光、i i i) 試料以外の光学系からの 蛍光がある.

【0171】i)については、ポンプ光の波長入1の散 乱光であり、主に年光レンズ表面での散乱や、観察試料

を保護するカバーガラスの界面での散乱である。ii) については、1)と同様の理由によるイレース光の波長 λ 1 の散乱光である。イレース光は、ポンプ光よりも強 度が強いので、蛍光検出に障害となる。 i i i) につい ては、光学系のレンズやカバーガラスの硝材が理想的な 無蛍光石英や蛍石であれば、これらの硝材からの250 nm以上の波長領域の蛍光は存在しない。しかし、材質 が悪いと、不純都やカラーセンターにより、それらから の蛍光がある。

【0172】これらのバックグラウンド光は、この発明 の顕微鏡システムにおける超解像の顕微鏡本体において も発生する場合があるため、蛍光に混入して検出器に入 射してしまうのを防ぎ、S/N比の向上を図ることが望 ましい。図38に例示したように、基本的には、光学フ ィルターと空間フィルターの組み合わせでバックグラウ ンド光を完全に除去するこができる。

【0173】通常、ポンプ光の波長入1が一番短く、イ レース光の波長入2、およびS1からS0への脱励起時 の蛍光の波長帯域が長波長側に存在する。Rhodamine6G は、S1からS2への吸収帯域とS1からS0への蛍光 波長帯域が重複し、波長入2と検出する蛍光波長とが近 接しているので、このような分子を蛍光ラベラー分子と して使用する場合には、バックグラウンド光の除去を入 念に行うことが好ましい。

【0174】まず、i)のポンプ光の散乱光の除去は、 一般にポンプ光とイレース光との波長が比較的離れてい るので、高分子を含んだ吸収剤をガラス基板に拡散した り、干渉膜をガラス基板上にコートして成るシャープカ ットフィルターを設けることにより行うことができる。 このようなシャーアカットフィルターによって、たとえ ば図38から明らかなように、波長人2より短波長側を 完全に除去できることがわかる。たとえば、誘電体多層 膜を用いたものでは、最適設計を行えば、波長分別設計 位置の前後大体30mm程度の間隔を置いて、これより 波長幅で短波長側の光をほぼ100%除去し、反対に長 波長뗈の光を透過させることができる。Rhoudamine5Gで は、前述の図14に例示したように、蛍光測定波長領域 とポンプ光とを40nm以上間隔があけられるので、シ ャープカットフィルターにより、ポンプ光の散乱光を、 試料からの蛍光から分離して取り除くことができる。 【0175】 このようなシャープカットフィルターは、 たとえば、前述の実施例4における図26に例示したよ うに、蛍光検出器(フォトマル(14))の前に、蛍光 の光路上に設置させることができる。次に、ii)のイ レース光の除去は、ノッチフィルターを設けることによ り行うことができる。ノッチフィルターは、誘電体多層 膜を用いたフィルターであり、図38に例示したよう に、特定の波長のみを透過させないようにしたものであ る。誘電体多層膜を多く積層して、膜厚を最適化すれ

ば、設計波長を中心に20mm程度バンド内の光を完全

(記5))01-100102 (P2001-100102A)

に除去できる。

【0176】特に、Rhodamine6G の場合には、蛍光発光 領域が550~650ヵmの領域に広がり、イレース光 の波長が562 nmとなっているが、ノッチフィルター により、562mm近傍のイレース光の散乱光が検出器 に入射することを防ぐことができる。また、Rhodamine6 G のように、二重共鳴吸収過程と誘導放出とを利用して 試料からの発光蛍光の抑制を行う場合には、S1からS 2への吸収帯域とS1からS0への蛍光波長帯域が重複 するので、発光検出器に入射する試料からの蛍光が一部 損失することとなる。しかしながら、ノッチフィルター を用いることにより、550~650mmの領域のう ち、562 nmを含む20 nm程度の狭城の螢光が欠損 するだけで、観察対象である蛍光の損失も極力少なくす ることができる.

【0177】さらに、試料からの蛍光以外のバックグラ ウンド光をより完全に除去させるために、バンドパスフ ィルターを配設させることも好ましい。バンドパスフィ ルターは、誘起体多層膜をガラス基板にコートして成る ものであり、ノッチフィルターとは反対に、特定の波長 を含み、その前後の波長領域の光のみを透過させること ができる。

【0178】したがって、ポンプ光とイレース光の波長 と透過せず、且つ、蛍光発光波長帯域のみに透過特性の バンドパスフィルターが備えられていることにより、原 理的には完全に試料からの蛍光以外の波長をカットする ことができる。以上のように、シャープカットフィルタ ー、ノッチフィルター、パンドパスフィルターを併用し て、たとえば発光検出器へ試料からの発光を集光する発 光集光光学系において、備えることにより、蛍光ラベラ 一分子が脱励起する際に発光する蛍光を、非常に優れた S/N比で検出することができる。

【0179】iii)の試料以外の光学系からの蛍光の 除去については、光学系のレンズやカバーガラスの硝材 の不純物やカラーセンターに起因するものであるので、 理想的な合成石英 (つまり無蛍光石英) や蛍石を利用す れば問題ない。このような硝材としては、合成石英の他 E. CaF2 , NaF, Nas AlFs , LiF, Mg F_2 , SiO_2 , LaF_3 , NdF_3 , $A1_2$ O_3 , C eF_3 , PbF_2 , MgO, ThO_2 , SnO_2 , La2 O3 、SiOなどを用いることができる。

 $I_{\text{signal}} = \int_{t_{min}}^{t_{max}} I(\lambda) d\lambda = \int_{t_{max}}^{t_{max}} T_1(\lambda) T_2(\lambda) T_3(\lambda) F(\lambda) d\lambda$

【0186】この式において、F(入)は蛍光ラベラー 分子の蛍光強度であり、Acr1 と Acr2 は発光検出器の 感度域の下限波長と上限波長を示している。 図38が示 すように、この I signolは、バックグラウンド光の混入 してない、試料からの蛍光強度に対応している。なお、 図39において、対物レンズ(64)を反射対物レンズ

【0180】もちろん、試料からの蛍光と試料以外の光 学系からの蛍光とを分離させるフィルター光学系をも設 置させておくことが望ましい。このようなフィルター光 学系としては、スリットまたはピンホールなどの空間フ ィルターがある。図39は、フィルター光学系が備えら れているこの発明の顕微鏡システムの一例を示した要部 構成図である。

【0181】この図39に例示した顕微鏡システムのフ ィルター光学系では、遮光ボックス(62)の中におい て、ノッチフィルター(14)の前方に、ノッチフィル ター (58)、バンドパスフィルター (59)、シャー プカットフィルター(60)が順に配設されている。 さ らに、遮光ボックス (62) におけるダイクロックミラ - (24) 側の面部は、ピンホール (61) を有してい

【0182】また、調整された試料(100)のレーザ 一光照射面側は、カバーガラス(63)によりカバーさ れて保護されている。このカバーガラス(63)は、た とえば上記した硝材により形成されている。このような 図39の顕微鏡システムにおいて、ピンホール(23) と、空間フィルターとして機能するピンホール(61) とは、対物レンズ(64)と調整された試料(100) 面に対して共焦点位置となっている。このような共焦点 光学系の場合には、光線追跡をすると自明であるが、ボ ンプ光およびイレース光の集光点以外のところ、言い換 えると試料面でないところで発光した蛍光は、ピンホー ル (61) を通過して、発光検出器であるフォトマル (14)の受光面に到遠できない。

【0183】たとえば、カバーガラス(63)から発光 した蛍光は対物レンズ(64)を選ると、ピンホール (61)上には結像しない。従って、結像しない大多数 の蛍光は、ピンホール(61)を通過することができな い。また、対物レンズ(64)面から発光した蛍光は、 対物レンズ (64) レンズで直接ピンホール (61) に 集光しないので、ピンホール(61)を通過せず、フォ トマル(4)の受光面に到達しない。

【0184】図38のノーテーションに従えば、発光検 出器に入射する蛍光強度 I aisnal は、次式のように表す ことができる.

(0185)

【数19】

とすると、レンズ硝材からの蛍光が無くなるので、より S/N比を向上させることが可能となる。

【0187】 (実施例9) 図40は、実施例6における 図34に例示したこの発明の顕微鏡システムに対応する 電気系システムの一例を示したものである。 図40に示 した例では、この発明の顕微鏡システムの全系は、基本 的に、パーソナルコンピュータ (66) によって制御される。

【0188】このパーソナルコンピュータ(66)は、YAGレーザーの発振、および調子されたたとえば図34における試料(100)の走在ステージである二次元移動ステージ(10)の駆動制御を行う。系のタイミングは全てパーソナルコンピュータ(66)のクロックに準拠している。このクロックは、分周器(67)により、レーザー発展可能な周波数まで分割され、分周されたクロック信号は、ゲート&ディレイジェネレータ(68)により、遅延および波形成形されて、レーザー制御用のQスイッチ信号とフラッシュランプ信号として、YAGレーザーを制御する。

[0189] レーザーショットごとの蛍光スペクトル は、CCDアレー(69)でモニターされる。 具体的に は、レーザーショットにより、調整された試料(10 0)から発光した蛍光は回折格子(70)で分光され、 ---次元のCCDアレー (69) により蛍光スペクトルと して検出される。CCDアレー(69)の各画素の蓄積 データは、二次元移動ステージ(10)の移動およびレ ーザー発光と同期しながら、レーザーショットごとにパ ーソナルコンピュータ(66)のメモリに転送される。 【0190】パーソナルコンピュータ(66) のメモリ に記憶された蛍光スペクトルデータからは、パーソナル コンピュータ(66)の数値演算処理により、特定の蛍 光波長のデータだけが抽出されて、このデータによって 調整された試料(100)の二次元走査画像が形成され る。測定された各波長に対して二次元操作画像を画像解 析することにより、単なる蛍光像を得るだけでなく、2 次元組成分析をも可能となる。

【0191】さらに、水銀ランプ(31)の照射で得られる調整された試料(100)の蛍光頭像は、同時にCCDカメラ(71)でモニターされ、その蛍光画像データは図時フレームメモリー(72)に蓄積できるようになっている。このことにより、二次元走空画像とは別に、随時、調整された試料(100)の蛍光像の全体をモニターしておくことができる。この機能は、前述したように、特に、中空マイクロビームを用いたマイクロマニュピュレートを行う際に大変便利である。

【0192】この他、パーソナルコンピュータ(66)は、CRT (73) およびフレームメモリー (72)を制御し、画像表示や、画像処理を随時行うことができる。このようにして形成された画像データは、たとえばCRT (73) またはビデオプリンター (74) により出力できる。この発明は以上の例に限定されるものではなく、細部については様々な想様が可能である。

[0193]

【発明の効果】以上詳しく説明した通り、この発明によって、第一電子励起状態の分子を第二電子励起状態へ励 起させるイレース光を、簡単でコンパクトな光学系を用

いて、優れたビームプロファイルで集光させることができ、安定性および操作性が高く、優れた超解像性を有する、新しい関敞鏡システムが提供される。また、試料へダメージを与えることなく、中空ビームであるイレース光を用いて試料粒子の捕獲および移動を行うことのできる、マイクロマニュピュレータ機能を有する、新しい顕微鏡システムも提供される。

【図面の簡単な説明】

【図1】分子の電子構造を例示した概念図である。

【図2】図1の分子の波長入1による第一励起状態への 励起を例示した概念図である。

【図3】図1の分子の波長入2による第二励起状態への 励起を例示した概念図である。

【図4】図3の第二電子励起状態から基底状態への発光 を伴う脱励起過程を例示した概念図である。

【図5】第二励起状態人発光収率の小さい分子における 長解像顕微鏡の原理を例示した概念図である。

【図6】二重共鳴吸収過程を例示した概念図である。

【図7】波長入1光と波長入2光の照射タイミングおよび第一励起状態の分子数の一例を示した図である。

【図8】波長入1光と波長入2光の照射タイミングおよび測定タイミングの一例を示した図である。

【図9】波長入1光と波長入2光の照射タイミングおよび測定タイミングの別の一例を示した図である。

【図10】波長入1光と波長入2光の照射タイミングおよび測定タイミングの別の一例を示した図である。

よび測定タイミングの別の一例を示した図である。 【図11】波長入1光と波長入2光の照射タイミングおよび測定タイミングの別の一例を示した図である。

【図12】高い回起状態からの分子の脱回起過程を例示した図である。

【図13】第一電子励起状態から第二電子励起状態に励起する波長帯域が、第一電子励起状態から基底状態の振動準位に蛍光過程により脱励起する際の蛍光長帯域に重なりをもつ分子のエネルギーダイヤグラムを例示した図である。

【図14】ローダミン6Gの分子構造式および光学的性質としての各断面積と波長との関係を例示した図である。

【図15】ベッセルビームを表現するための座標系を例示した図である。

【図16】ベッセルビームのビーム面の位相分布を例示した図である。

【図17】一次ベッセルビームの2次元強度分布を例示した図である。

【図18】 位相板がイレース光の集光ビームに与える位 相分布の一例を示した図である。

【図19】集光光学系の開口数の一例を示した図であ

【図20】実施例1のこの発明の顕微鏡システムの顕微 鏡本体におけるイレース光集光ビーム強度および蛍光強 (27)101-100102 (P2001-100102A)

度の一例を示した図である。

【図21】光軸周りに不速続に変化する屈折率分布を持 つ位相板を例示した概念図である。

【図22】光軸周りを四分割して不連続に変化する屈折 率分布を持つ位相板において、位相板がイレース光に与 える位相分布を例示した概念図である。

【図23】(a)(b)は、各々、位相板の構造と光学 パラメータを例示した平面図および側面図である。

【図24】実施例2のこの発明の顕微鏡システムの顕微 鏡本体におけるイレース光集光ビーム強度および蛍光強 度の一例を示した図である。

【図25】実施例3のこの発明の顕微鏡システムの顕微 鏡本体におけるイレース光集光ビーム強度および蛍光隙 度の一例を示した図である。

【図26】この発明の顕微鏡システムの一例を示した要 部構成図である。

【図27】 環状輪帯スリットと通常のガラスレンズとが 組み合わされてなる輪帯光学系の一例を示した図であ

【図28】輪帯光学系の一例である反射型対物レンズを 例示した図である。

【図29】輪帯光学系の一例であるWalter型レン ズを例示した図である。

【図30】(a)(b)は、各々、回折光学系の一例で ある透過型および反射型のフレネルゾーンプレートを例 示した図である。

【図31】同心円上に溝をもつ透過型回折格子を例示し た図である.

【図32】アキシコン光学系の一例を示した図である。 【図33】この発明の顕微鏡システムの他の一例を示し

た要部構成図である。 【図34】この発明の顕微鏡システムの他の一例を示し た要部構成図である。

【図35】 一次ベッセルビームを直接発振できるレーザ 一共振器の一例を示した要部構成図である。

【図36】 Nd:YAGレーザーが図35に例示したレ ーザー共振器を持つ場合の、この発明の**顕微鏡システム** の一例を示した要部構成図である。

【図37】(a)(b)(c)(d)は、各々、n= 0 , n=1 , n=2 , n=3 の高次ビームに関する振幅 分布と強度分布とを例示した図である。

【図38】各種フィルターの波長特性と検出光波長特性 の関係を例示した図である。

【図39】フィルター光学系が備えられているこの発明 の顕微鏡システムの一例を示した要部構成図である。

【図40】図34のこの発明の顕微鏡システムに対応す る電気系システムの一例を示した要部構成図である。 【符号の説明】

1 Nd:YAGレーザー

2 BBO結晶

3 ハーフミラー

4 ラマンシフター

5 ミラー

6 位相板

7 ダイクロックミラー

8 ダイクロックミラー

9 集光対物レンズ

10 二次元移動ステージ

100 調整された試料

11 蛍光集光レンズ

12 シャープカットフィルター

13 ピンホール

14, 15 フォトマル

16 輪帯スリット

17 ガラスレンズ

18 三倍波発生器

19 二倍波発生器 20,24 ダイクロックミラー

21 傾光子

22 コンデンサーレンズ

23 ピンホール

25 対物レンズ

26 ピンホール

27 シャープカットフィルター

28 ハーフミラー

29,30 ミラー

31 水銀ランプ

32, 33 Nd:YAGレーザー

35,36 KTP結晶

37, 38, ハーフミラー

39 ラマンシフター

40,41 ダイクロックミラー

42 リレーレンズ

43, 44, 45 ハーフミラー

46,48 レンズ

47 ピンホール

49 スペクトルメーター

50°CCDカメラ結像レンズ

51 CCDカメラ

52 輪帯ミラー

53 レンズ

54 位相板

55 出力ミラー

56 Nd:YAGレーザー

57 KTP納品

58 ノッチフィルター

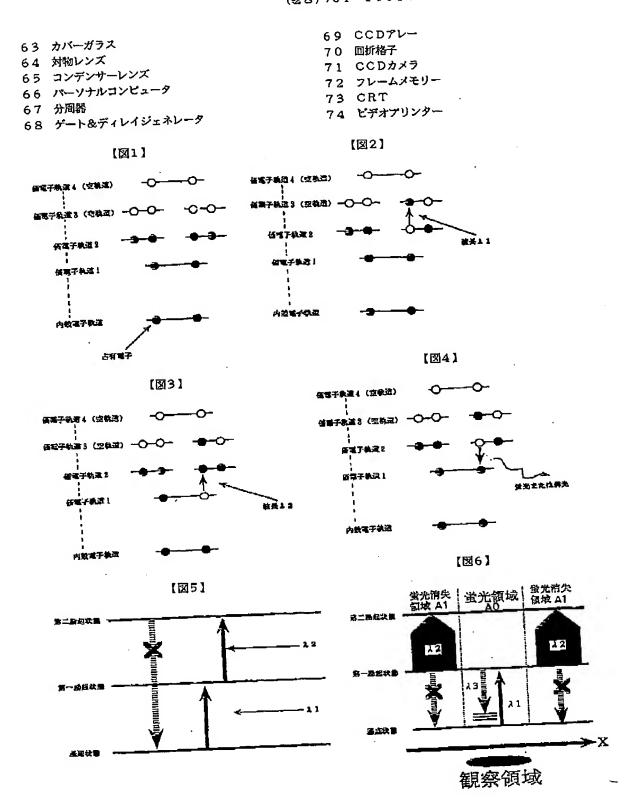
59 パンドパスフィルター

60 シャープカットフィルター

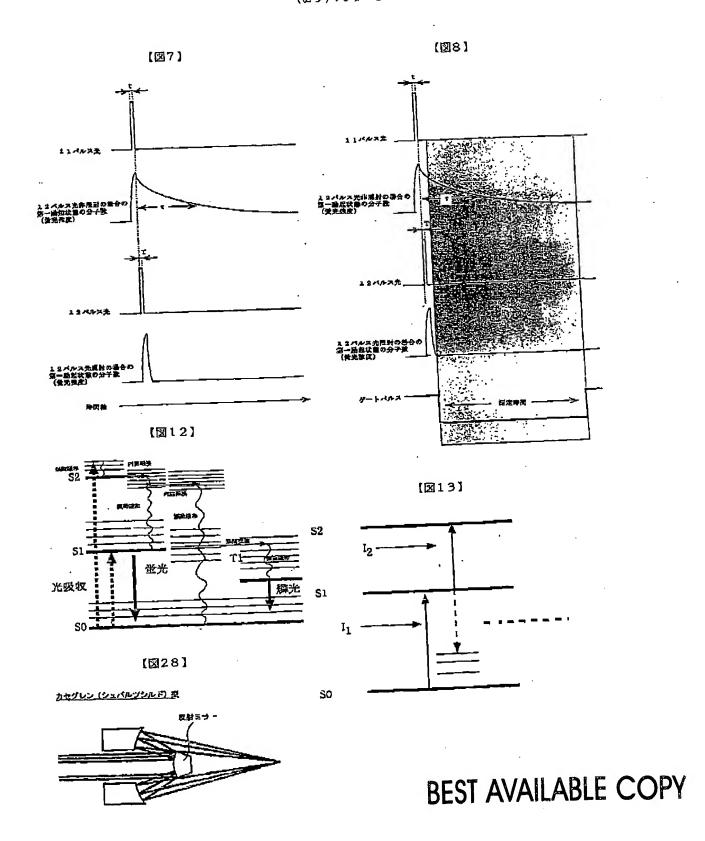
61 ピンホール

62 遮光ボックス

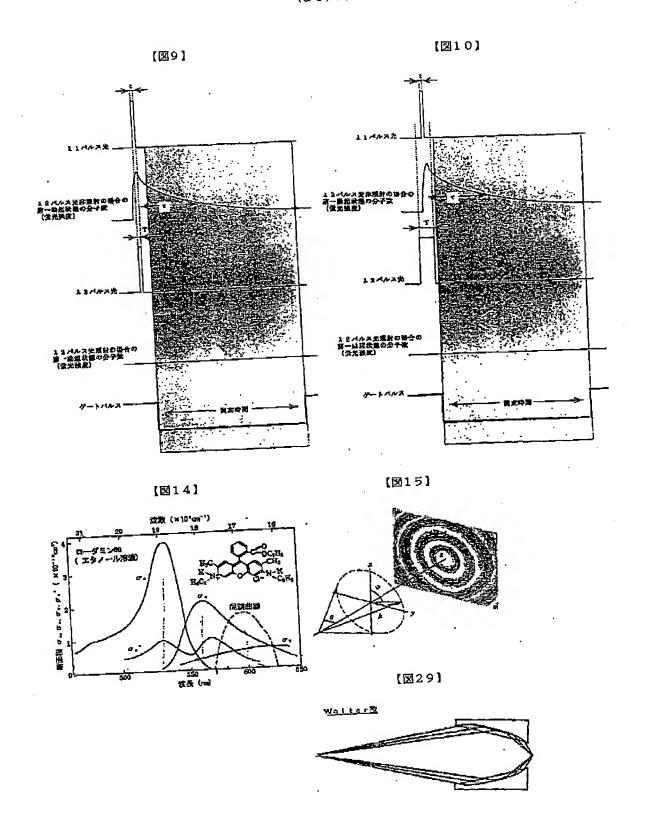
(28))01-100102(P2001-100102A)



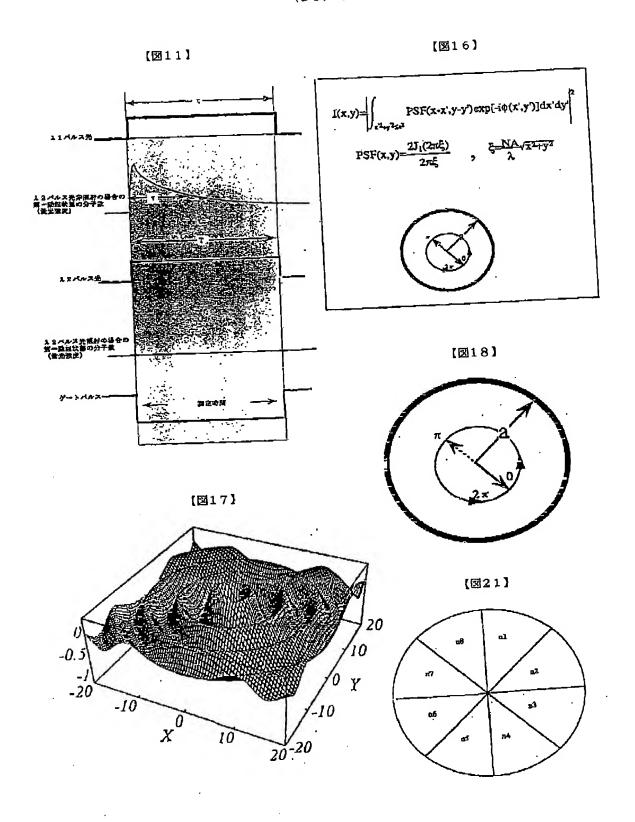
(29)101-100102 (P2001-100102A)



(30) 101-100102 (P2001-100102A)

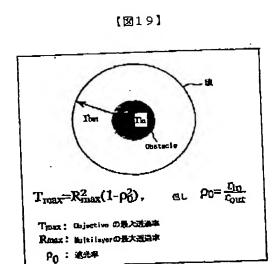


(\$1);01-100102 (P2001-100102A)



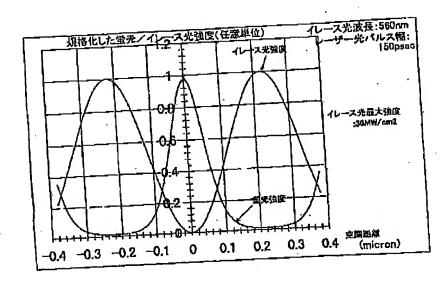
PAGE 52/58 * RCVD AT 5/23/2005 4:31:15 PM [Eastern Daylight Time] * SVR:USPTO-EFXRF-1/13 * DNIS:8729306 * CSID:+1 212 319 5101 * DURATION (mm-ss):25-18

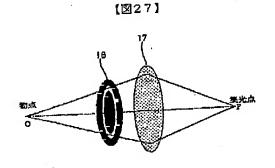
(32) 101-100102 (P2001-100102A)

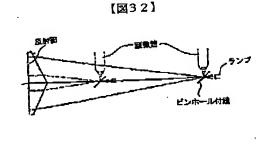


【図22】 r/2

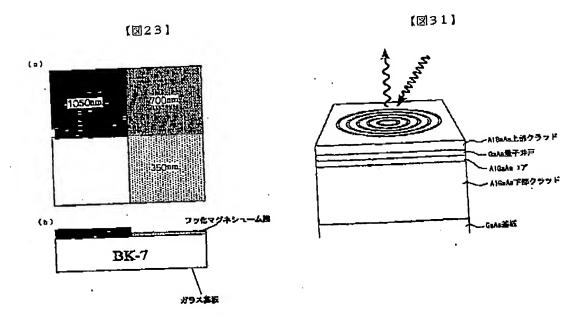
[図20]



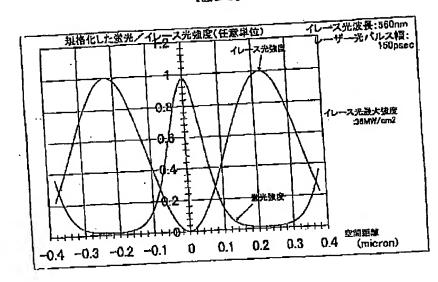




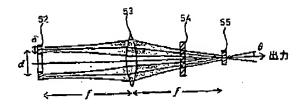
(83))01-100102 (P2001-100102A)



[図24]

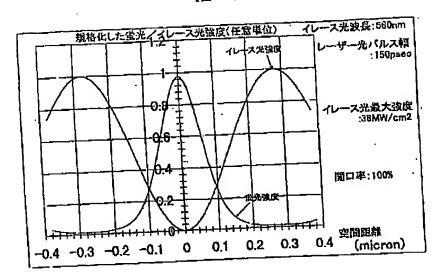


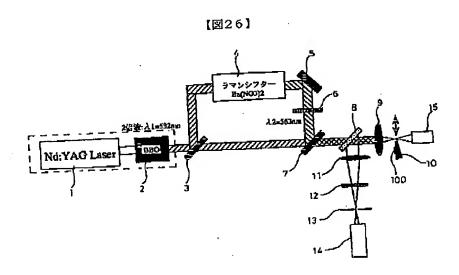
[図35]



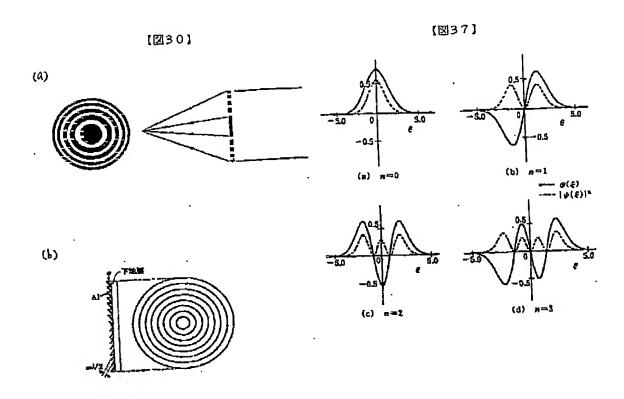
(34))01-100102 (P2001-100102A)

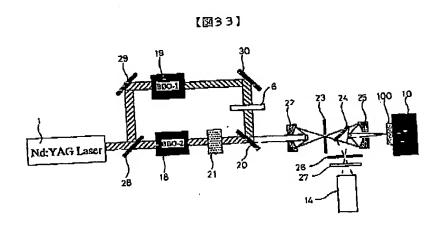
[225]



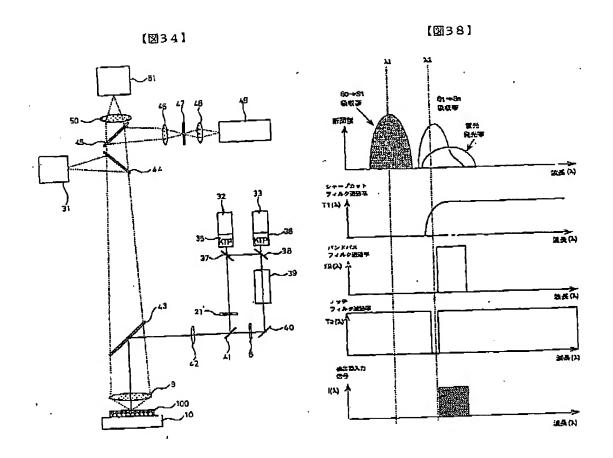


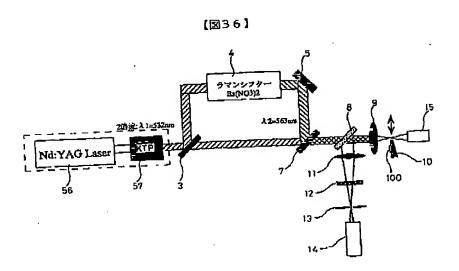
(お5))01-100102 (P2001-100102A)





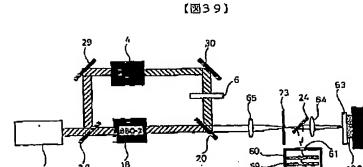
(含6))01-100102 (P2001-100102A)



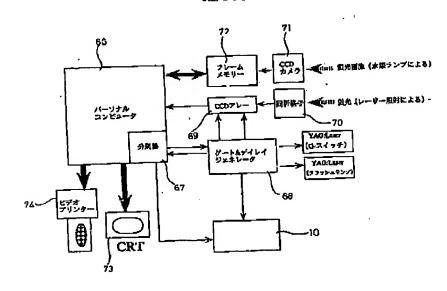


PAGE 57/58 * RCVD AT 5/23/2005 4:31:15 PM [Eastern Daylight Time] * SVR:USPTO-EFXRF-1/13 * DNIS:8729306 * CSID:+1 212 319 5101 * DURATION (mm-ss):25-18

(\$7))01-100102(P2001-100102A)



[図40]



フロントページの続き

(72)発明者 尾松 孝茂 神奈川県横浜市戸塚区平戸5-10-9 Fターム(参考) 2HO52 AAOO AAO7 AAO9 AB24 AB26 AC14 AC34 AD34 AF07